

日本国特許庁  
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日                      2003年 7月 3日  
Date of Application:

出願番号                      特願2003-190877  
Application Number:  
[ST. 10/C]:                      [JP 2003-190877]

出願人                      株式会社リコー  
Applicant(s):

2003年 7月31日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

今井康夫



【書類名】 特許願

【整理番号】 0305008

【提出日】 平成15年 7月 3日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 H01L 51/00  
H01L 29/80  
G02F 1/00

【発明の名称】 能動素子並びにそれを有する E L 表示素子、液晶表示素子及び演算素子

【請求項の数】 32

【発明者】  
【住所又は居所】 東京都大田区中馬込 1 丁目 3 番 6 号 株式会社リコー内  
【氏名】 近藤 浩

【特許出願人】  
【識別番号】 000006747  
【氏名又は名称】 株式会社リコー

【代理人】  
【識別番号】 100060690  
【弁理士】  
【氏名又は名称】 瀧野 秀雄  
【電話番号】 03-5421-2331

【先の出願に基づく優先権主張】  
【出願番号】 特願2002-212685  
【出願日】 平成14年 7月22日

【先の出願に基づく優先権主張】  
【出願番号】 特願2003-166765  
【出願日】 平成15年 6月11日

## 【手数料の表示】

【予納台帳番号】 012450

【納付金額】 21,000円

## 【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9808803

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 能動素子並びにそれを有する EL 表示素子、液晶表示素子及び演算素子

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 第三の電極、電気絶縁層、同一平面に間隔を設けて配置された第一の電極及び第二の電極、前記第一の電極及び第二の電極の間隔を埋めると共にそれらの上面を覆うように設けた有機半導体層、並びに、前記有機半導体層よりも低い電気抵抗を示す低電気抵抗層を順次有することを特徴とする能動素子。

【請求項 2】 前記第一の電極から前記低電気抵抗層までの距離、及び、前記第二の電極から前記低電気抵抗層までの距離のいずれもが、前記第一の電極から第二の電極までの距離と比較して短いことを特徴とする請求項 1 に記載の能動素子。

【請求項 3】 前記第一の電極及び第二の電極のいずれか一方が、前記低電気抵抗層と接触していることを特徴とする請求項 1 又は 2 に記載の能動素子。

【請求項 4】 前記第一の電極、第二の電極及び低電気抵抗層と、前記有機半導体層と、の界面の少なくとも一ヶ所に所定値以上の電圧の印加によってキャリアがトンネル可能となる高電気抵抗層を設けたことを特徴とする請求項 1～3 のいずれかに記載の能動素子。

【請求項 5】 前記第一の電極、第二の電極及び低電気抵抗層と、前記有機半導体層と、の少なくとも一ヶ所が直接接触して、その界面が整流性となっていることを特徴とする請求項 1～4 のいずれかに記載の能動素子。

【請求項 6】 前記低電気抵抗層が、櫛状、格子状又は円盤状であることを特徴とする請求項 1～5 のいずれかに記載の能動素子。

【請求項 7】 前記第三の電極の下面に基板を設けたことを特徴とする請求項 1～6 のいずれかに記載の能動素子。

【請求項 8】 同一平面に間隔を設けて配置された第一の電極及び第二の電極、前記第一の電極及び第二の電極の間隔を埋めると共にそれらの上面を覆うように設けた有機半導体層、前記有機半導体層よりも低い電気抵抗を示す低電気抵

抗層、電気絶縁層、並びに、第三の電極を順次有することを特徴とする能動素子。

【請求項 9】 前記第一の電極、第二の電極及び低電気抵抗層と、前記有機半導体層界面と、の界面の少なくとも一ヶ所に所定値以上の電圧の印加によってキャリアがトンネル可能となる高電気抵抗層を設けたことを特徴とする請求項 8 に記載の能動素子。

【請求項 10】 前記第一の電極及び第二の電極並びにそれらの間隔に設けた前記有機半導体層の下面に基板を設けたことを特徴とする請求項 8 又は 9 に記載の能動素子。

【請求項 11】 低電気抵抗層、有機半導体層、同一平面に間隔を設けて配置された第一の電極及び第二の電極、前記第一の電極及び第二の電極の間隔を埋めると共にそれらの上面を覆うように設けた電気絶縁層、並びに、第三の電極を順次有する能動素子であって、前記低電気抵抗層が前記有機半導体層よりも低い電気抵抗を示すものであることを特徴とする能動素子。

【請求項 12】 前記第一の電極、第二の電極及び低電気抵抗層と、前記有機半導体層と、の界面の少なくとも一ヶ所に所定値以上の電圧の印加によってキャリアがトンネル可能となる高電気抵抗層を設けたことを特徴とする請求項 11 に記載の能動素子。

【請求項 13】 前記低電気抵抗層の下面に基板を設けたことを特徴とする請求項 11 又は 12 に記載の能動素子。

【請求項 14】 第三の電極、電気絶縁層、低電気抵抗層、有機半導体層、並びに、同一平面に間隔を設けて配置された第一の電極及び第二の電極を順次有する能動素子であって、前記低電気抵抗層が前記有機半導体層よりも低い電気抵抗を示すものであることを特徴とする能動素子。

【請求項 15】 前記低電気抵抗層の左右の端部が、前記有機半導体層に覆われるように設けられていることを特徴とする請求項 14 に記載の能動素子。

【請求項 16】 前記第一の電極、第二の電極及び低電気抵抗層と、前記有機半導体層と、の界面の少なくとも一ヶ所に所定値以上の電圧の印加によってキャリアがトンネル可能となる高電気抵抗層を設けたことを特徴とする請求項 14

又は 15 に記載の能動素子。

【請求項 17】 前記第三の電極の下面に基板を設けたことを特徴とする請求項 14～16 のいずれかに記載の能動素子。

【請求項 18】 前記有機半導体層が、ポリ-N-ビニルカルバゾール誘導体、ポリ-γ-カルバゾリルエチルグルタメート誘導体、ポリビニルフェナントレン誘導体、ポリシラン誘導体、オキサゾール誘導体、オキサジアゾール誘導体、イミダゾール誘導体、モノアリアルアミン、トリアリアルアミン誘導体等のアリアルアミン誘導体、ベンジジン誘導体、ジアリアルメタン誘導体、トリアリアルメタン誘導体、スチリルアントラセン誘導体、ピラゾリン誘導体、ジビニルベンゼン誘導体、ヒドラゾン誘導体、インデン誘導体、インデノン誘導体、ブタジエン誘導体、ピレン-ホルムアルデヒド、ポリビニルピレン等のピレン誘導体、α-フェニルスチルベン誘導体、ビススチルベン誘導体等のスチルベン誘導体、エナミン誘導体、フルオレン、ポリフルオレン誘導体、ポリフルオレノン、フルオレノン誘導体及び、ポリアルキルチオフェン等のチオフェン誘導体よりなる群から選ばれる少なくとも 1 種の有機材料、或いは、ペンタセン、テトラセン、ビスアゾ、トリスアゾ系色素、ポリアゾ系色素、トリアリアルメタン系色素、チアジン系色素、オキサジン系色素、キサンテン系色素、シアニン系色素、スチリル系色素、ピリリウム系色素、キナクリドン系色素、インジゴ系色素、ペリレン系色素、多環キノン系色素、ビスベンズイミダゾール系色素、インダンスロン系色素、スクアリリウム系色素、アントラキノン系色素、及び、銅フタロシアニン、チタニルフタロシアニン等のフタロシアニン系色素よりなる群から選ばれる少なくとも 1 種の有機材料で構成されていることを特徴とする請求項 1～17 のいずれかに記載の能動素子。

【請求項 19】 前記有機半導体層が、誘電体材料を含有していることを特徴とする請求項 1～18 のいずれかに記載の能動素子。

【請求項 20】 前記誘電体材料が、スチレン-ブタジエン共重合体、スチレン-アクリロニトリル共重合体、スチレン-アクリロニトリル-ブタジエン共重合体、スチレン-マレイン酸共重合体、スチレン-アクリル酸共重合体等のスチレン系樹脂、アクリル樹脂、エチレン-酢酸ビニル共重合体、塩素化ポリエチ

レン等のポリエチレン系樹脂、ポリプロピレン、塩化ビニル-酢酸ビニル共重合体等の塩化ビニル系樹脂、ポリエステルアルキド樹脂、ポリアミド、ポリウレタン、ポリカーボネート、ポリアリレート、ポリスルホン、ジアリルフタレート樹脂、ポリビニルブチラル樹脂、ポリエーテル樹脂、ポリエステル樹脂、シリコン樹脂、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、尿素樹脂、メラミン樹脂、PFA、PTFE、PVDF 等のフッ素系樹脂、パリレン樹脂、ポリイミド樹脂、エポキシアクリレート、ウレタン-アクリレート等の光硬化性樹脂、次の一般式  $M(OR)_n$ 、又は、 $MR(OR')_{n-1}$  [式中、R、R' は、アルキル基、フェニル基等の有機基であり、Mは、周期表のⅣA～ⅦA族、ⅦⅢ族又はⅠB～ⅥB族に属する金属である。] で示される金属アルコキシドを加水分解して得られた溶液を加熱乾燥することによって生成する金属酸化物、Al、Ta、W 等の金属酸化物、Siの酸化物、及び、窒化物から選ばれることを特徴とする請求項19に記載の能動素子。

【請求項21】 前記低電気抵抗層が、①ポリアセチレン系導電性高分子、ポリパラフェニレン及びその誘導体、ポリフェニレンビニレン及びその誘導体等のポリフェニレン系導電性高分子、②ポリピロール及びその誘導体、ポリチオフェンおよびその誘導体、ポリエチレンジオキシチオフェンおよびその誘導体、ポリフラン及びその誘導体等の複素環系導電性高分子、③ポリアニリン及びその誘導体等のイオン性導電性高分子、並びに、④クロム (Cr)、Ta (タンタル)、チタン (Ti)、銅 (Cu)、アルミニウム (Al)、モリブデン (Mo)、タングステン (W)、ニッケル (Ni)、金 (Au)、パラジウム (Pd)、白金 (Pt)、銀 (Ag)、錫 (Sn) 等の金属よりなる群から選ばれる少なくとも1種の導電性材料で構成されていることを特徴とする請求項1～20のいずれかに記載の能動素子。

【請求項22】 前記低電気抵抗層が、ポリスルホン酸、ポリスチレンスルホン酸、ナフタレンスルホン酸、アルキルナフタレンスルホン酸等の蒸気圧の低いドーパントを含有していることを特徴とする請求項21に記載の能動素子。

【請求項23】 前記第一の電極、第二の電極及び第三の電極が、クロム (Cr)、Ta (タンタル)、チタン (Ti)、銅 (Cu)、アルミニウム (Al)

)、モリブデン (Mo)、タングステン (W)、ニッケル (Ni)、金 (Au)、パラジウム (Pd)、白金 (Pt)、銀 (Ag)、錫 (Sn) 等の金属、或いは、①ポリアセチレン系導電性高分子、ポリパラフェニレン及びその誘導体、ポリフェニレンビニレン及びその誘導体等のポリフェニレン系導電性高分子、②ポリピロール及びその誘導体、ポリチオフェンおよびその誘導体、ポリエチレンジオキシチオフェンおよびその誘導体、ポリフラン及びその誘導体等の複素環系導電性高分子、並びに、③ポリアニリン及びその誘導体等のイオン性導電性高分子よりなる群から選ばれる少なくとも 1 種の導電性高分子で構成されていることを特徴とする請求項 1～22 のいずれかに記載の能動素子。

【請求項 24】 前記電気絶縁層が、①スチレンーブタジエン共重合体、スチレンーアクリロニトリル共重合体、スチレンーアクリロニトリルーブタジエン共重合体、スチレンーマレイン酸共重合体、スチレンーアクリル酸共重合体等のスチレン系樹脂、アクリル樹脂、エチレンー酢酸ビニル共重合体、塩素化ポリエチレン等のポリエチレン系樹脂、ポリプロピレン、塩化ビニルー酢酸ビニル共重合体等の塩化ビニル系樹脂、ポリエステルアルキド樹脂、ポリアミド、ポリウレタン、ポリカーボネート、ポリアリレート、ポリスルホン、ジアルキルフタレート樹脂、ポリビニルブチラル樹脂、ポリエーテル樹脂、ポリエステル樹脂等の熱可塑性樹脂、②シリコーン樹脂、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、尿素樹脂、メラミン樹脂、パリレン樹脂、ポリイミド樹脂等の熱硬化性樹脂、③エポキシアクリレート、ウレタンーアクリレート等の光硬化性樹脂、④PFA、PTFE、PVDF 等のフッ素系樹脂よりなる群から選ばれる少なくとも 1 種の樹脂、或いは、⑤前記金属で構成される電極層の表面の酸化によって生成する金属酸化物で構成されていることを特徴とする請求項 1～23 のいずれかに記載の能動素子。

【請求項 25】 前記電気絶縁層が、一般式  $M(OR)_n$ 、又は、 $MR(O R')_{n-1}$  [式中、R、R' は、アルキル基、フェニル基等の有機基であり、M は、周期表の I V A～V I I A 族、V I I I 族又は I B～V I B 族に属する金属である。] で示される金属アルコキシドを加水分解して得られた溶液の塗布、加熱乾燥によって得た金属酸化物膜で構成されていることを特徴とする請求項 1～23 のいずれかに記載の能動素子。



【請求項 2 6】 前記高電気抵抗層が、①スチレンーブタジエン共重合体、スチレンーアクリロニトリル共重合体、スチレンーアクリロニトリルブタジエン共重合体、スチレンーマレイン酸共重合体、スチレンーアクリル酸共重合体等のスチレン系樹脂、アクリル樹脂、エチレンー酢酸ビニル共重合体、塩素化ポリエチレン等のポリエチレン系樹脂、ポリプロピレン、塩化ビニルー酢酸ビニル共重合体等の塩化ビニル系樹脂、ポリエステルアルキド樹脂、ポリアミド、ポリウレタン、ポリカーボネート、ポリアリレート、ポリスルホン、ジアルキルフタレート樹脂、ポリビニルブチラル樹脂、ポリエーテル樹脂、ポリエステル樹脂等の熱可塑性樹脂、②シリコン樹脂、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、尿素樹脂、メラミン樹脂、パリエレン樹脂、ポリイミド樹脂等の熱硬化性樹脂、③エポキシアクリレート、ウレタンーアクリレート等の光硬化性樹脂、④PFA、PTFE、PVDF 等のフッ素系樹脂よりなる群から選ばれる少なくとも 1 種の有機材料、或いは、⑤前記第一の電極、第二の電極層の少なくとも一方の表面酸化によって生成する金属酸化物で構成されていることを特徴とする請求項 4, 5, 9, 10, 12 及び 13 のいずれかに記載の能動素子。

【請求項 2 7】 前記高電気抵抗層が、一般式  $M(OR)_n$ 、又は、 $MR(OR')_{n-1}$  [式中、R、R' は、アルキル基、フェニル基等の有機基であり、M は、周期表の I V A ~ V I I A 族、V I I I 族又は I B ~ V I B 族に属する金属である。] で示される金属アルコキシドを加水分解して得られた溶液の塗布、加熱乾燥によって生成する金属酸化物膜で構成されていることを特徴とする請求項 4, 5, 9, 10, 12 及び 13 のいずれかに記載の能動素子。

【請求項 2 8】 前記第一の電極及び第二の電極の間に電流を流す第一の電源、並びに、前記第三の電極に電圧を印加する第二の電源を有することを特徴とする請求項 1 ~ 2 7 のいずれかに記載の能動素子。

【請求項 2 9】 請求項 1 ~ 2 8 のいずれかに記載の能動素子を有することを特徴とする E L 表示素子。

【請求項 3 0】 共通の基板上に能動素子及び発光素子を並列的に設けた E L 表示素子において、前記能動素子として、前記基板上に第三の電極、前記第三の電極の両端及び上面を覆うように設けた電気絶縁層、同一平面に間隔を設けて

配置された第一の電極及び第二の電極、前記第一の電極及び第二の電極の間隔を埋めると共にそれらの上面を覆うように設けた有機半導体層、並びに、前記有機半導体層よりも低い電気抵抗を示す低電気抵抗層を順次有する能動素子を設けると共に、発光素子として、前記基板上に透明電極、E L 層及び陰極を順次設け、そして、前記第一の電極と前記透明電極とを電氣的に接続したことを特徴とする E L 表示素子。

【請求項 3 1】 請求項 1 ～ 2 8 のいずれかに記載の能動素子を有することを特徴とする液晶表示素子。

【請求項 3 2】 請求項 1 ～ 2 8 のいずれかに記載の能動素子を N O T 回路、N A N D 回路又は N O R 回路に有することを特徴とする演算素子。

#### 【発明の詳細な説明】

#### 【0 0 0 1】

#### 【発明の属する技術分野】

本発明は、キャリアの移動度を向上させた能動素子並びにそれを有する E L 表示素子、液晶表示素子及び演算素子に関する。

#### 【0 0 0 2】

#### 【従来の技術】

従来、情報表示等の目的に用いられてきた代表的な表示装置は、カソード レイ チューブ（以下、「C R T」という。）、液晶表示装置、及び、E L 表示装置である。C R T は、高い表示品質を有し、しかも、装置コストが比較的低いので、今日に至るまで表示装置として広く用いられてきたが、これに用いるブラウン管の小型化が難しく、また、それに消費される電力を低下させることも難しい、という欠点があった。こういった背景から、液晶表示装置及び E L 表示装置の需要が急速に高まってきている。特に、E L 表示装置において用いられる有機 E L 表示素子は、自己発光型であるので低電圧で駆動することができ、しかも、表示が鮮明であるので、有機 E L 表示素子への期待が高まっている。

#### 【0 0 0 3】

液晶表示装置は、良好な視認性及び高速応答性を実現できるので、現在、幅広く普及しているが、視認性及び応答性の向上された E L 表示装置も徐々に普及し

てきている。液晶表示装置及びEL表示装置は、いずれも、CRTと比較して低消費電力化が可能となる。

#### 【0004】

一方、表示装置に用いられる一般的な能動素子は、有機半導体層、ソース電極（第一の電極）、ドレイン電極（第二の電極）、及び、ゲート電極（第三の電極）を有するトランジスタである。図23及び図24は、従来の薄膜電界効果トランジスタの断面図である。

#### 【0005】

図22に示す従来の薄膜電界効果型トランジスタ（能動素子）では、ソース電極203及びドレイン電極204は、電氣的に中性である有機半導体層（チャンネル層領域）205によって分離されて、同一平面上に並べて配置されている。そして、ゲート電極201は、ゲート絶縁層202により有機半導体層205と電氣的に分離されている。また、図23に示す従来の薄膜電界効果型トランジスタでは、ソース電極213及びドレイン電極214は、有機半導体層215の上に間隔を設けて同一平面上に並べて配置されている。そして、ゲート電極211は、ゲート絶縁層212により有機半導体層215と電氣的に分離されている。

#### 【0006】

これらの従来の薄膜電界効果型トランジスタにおいては、有機半導体層を塗布によって形成することができるので、製造コストの大幅なコストダウンが可能となる。しかしながら、有機半導体層を構成する有機半導体の電荷移動度が無機半導体に比べて非常に低いという問題があった。近年、電荷移動度の高い有機半導体材料として、ポリチオフェン（Applied Physics Letter, vol.69, p4108 (1996)）が注目されてきているが、その移動度は、 $0.1 \text{ (cm}^2 \text{ / V} \cdot \text{s e c.)}$  未満であり、現状のアモルファスシリコンと比較しても一桁近く小さい。また、スイッチング速度も一般に有機半導体材料を用いた能動素子は、KHzレベルオーダーであるので、高精細な動画表示素子の駆動には不向きである。

#### 【0007】

従来の能動素子においてスイッチング速度を向上させるためには、有機半導体材料の移動度を向上させる以外に、能動素子のチャンネル長の短チャンネル化が挙げ

られる。この短チャネル化によって、半導体層を流れる電流値も大きくすることが可能となり、この結果、EL表示装置の駆動に有機薄膜トランジスタ（TFET）の適用が可能となると考えられている。しかし、数 $\mu\text{m}$ からそれ以下のチャネル長にソース・ドレイン間距離をパターンニングするためには、一般にフォトリソプロセスといった煩雑な工程が必要であるので、製造コストが大きくなるという問題があった。

#### 【0008】

そこで、このような問題を解決するために、ソース電極、ゲート電極及びドレイン電極を縦に順次積層した静電誘導型トランジスタ（以下、「SIT」という。）が、（社）応用物理学会 有機分子・バイオエレクトロニクス分科会 第9回講習会（2001）において発表された。

#### 【0009】

図24は、従来のSITの断面図であって、（a）は、電圧を印加しない状態を示し、そして、（b）は、電圧を印加して空乏層領域が広がった状態を示す。図25に示すように、従来のSIT（能動素子）においては、ソース電極223、有機半導体層225及びドレイン電極224が順次積層され、該半導体層225の中の略中央部分に間隔をあけて該ソース電極223及びドレイン電極224と略平行に配置された複数の棒状のゲート電極222が積層されている。この複合型有機ELトランジスタによると、ソース電極223とドレイン電極224と間の電流のON/OFFは、図25（b）に示すように、ゲート電極221にゲート電圧を印加して有機半導体層225の空乏層領域を増加させることにより、ソース電極223とドレイン電極224と間の抵抗値を増大させ、この間を流れる電流値を制御している。このSITによれば、能動素子の面積を減少させることができる。

#### 【0010】

図25からわかるように、このSITのチャネル長は、半導体層の膜厚によって制御が可能となるので、その単チャネル化は、塗布等の成膜プロセスを工夫することにより薄膜化した半導体層を形成することができる可能性があり、そのために、このSITは未来の高速応答のトランジスタとして期待されている。

**【0011】****【発明が解決しようとする課題】**

しかしながら、前記SITは、ゲート電極221に電圧を印加しない時ににおいて、ソース電極223とドレイン電極224との間に電流が流れ、そして、ゲート電極221に電圧を印加する時ににおいて、ソース電極223とドレイン電極224との間に電流が遮断される（normally-ON）。また、前記SITにおけるソース電極223とドレイン電極224との間のチャンネル長は、現状の成膜技術では、その有機半導体層225の膜厚が従来の薄膜電界効果型トランジスタ（図23参照）における有機半導体層225の膜厚と比べて厚いものとなるので、従来の薄膜電界効果型トランジスタのチャンネル長と比較すると短くなる。そのために、前記SITは、ソース電極223とドレイン電極224との間の抵抗が下がり、OFF時の電流が大きくなるという問題があった。さらに、従来のTFTは、短チャンネル化が困難であり、また、フォトリソグラフ等による短チャンネル化のためのパターニングコストがかかるが、それだけのコストをかけても、SIT構造やTFTのように、膜厚方向でチャンネル長を制御可能なデバイスと同じレベルの短チャンネル化が困難であるので、キャリアの移動度の低下といった問題があった。しかも、前記SITにおいては、そのゲート電極221の間隔が1  $\mu$ m未満になるようにパターニングする必要があるので、そのゲート電極の作製プロセスが煩雑になりコストがかかるという問題があった。

**【0012】**

本発明は、かかる問題を解決することを目的としている。

即ち、本発明は、キャリアの移動度を向上させると共にOFF時の電流を小さくした能動素子並びにそれを有するEL表示素子、液晶表示素子及び演算素子を低コストで提供することを目的としている。

**【0013】****【課題を解決するための手段】**

請求項1に記載された発明は、上記目的を達成するために、第三の電極、電気絶縁層、同一平面に間隔を設けて配置された第一の電極及び第二の電極、前記第一の電極及び第二の電極の間隔を埋めると共にそれらの上面を覆うように設けた

有機半導体層、並びに、前記有機半導体層よりも低い電気抵抗を示す低電気抵抗層を順次有することを特徴とする能動素子である。

【 0 0 1 4 】

請求項 2 に記載された発明は、請求項 1 に記載された発明において、前記第一の電極から前記低電気抵抗層までの距離、及び、前記第二の電極から前記低電気抵抗層までの距離のいずれもが、前記第一の電極から第二の電極までの距離と比較して短いことを特徴とするものである。

【 0 0 1 5 】

請求項 3 に記載された発明は、請求項 1 又は 2 に記載された発明において、前記第一の電極及び第二の電極のいずれか一方が、前記低電気抵抗層と接触していることを特徴とするものである。

【 0 0 1 6 】

請求項 4 に記載された発明は、請求項 1 ～ 3 のいずれかに記載された発明において、前記第一の電極、第二の電極及び低電気抵抗層と、前記有機半導体層と、の界面の少なくとも一ヶ所に所定値以上の電圧の印加によってキャリアがトンネル可能となる高電気抵抗層を設けたことを特徴とするものである。

【 0 0 1 7 】

請求項 5 に記載された発明は、請求項 1 ～ 4 のいずれかに記載された発明において、前記第一の電極、第二の電極及び低電気抵抗層と、前記有機半導体層と、の少なくとも一ヶ所が直接接触して、その界面が整流性となっていることを特徴とするものである。

【 0 0 1 8 】

請求項 6 に記載された発明は、請求項 1 ～ 5 のいずれかに記載された発明において、前記低電気抵抗層が、櫛状、格子状又は円盤状であることを特徴とするものである。

【 0 0 1 9 】

請求項 7 に記載された発明は、請求項 1 ～ 6 のいずれかに記載された発明において、前記第三の電極の下面に基板を設けたことを特徴とするものである。

【 0 0 2 0 】

請求項 8 に記載された発明は、同一平面に間隔を設けて配置された第一の電極及び第二の電極、前記第一の電極及び第二の電極の間隔を埋めると共にそれらの上面を覆うように設けた有機半導体層、前記有機半導体層よりも低い電気抵抗を示す低電気抵抗層、電気絶縁層、並びに、第三の電極を順次有することを特徴とする能動素子である。

#### 【0021】

請求項 9 に記載された発明は、請求項 8 に記載された発明において、前記第一の電極、第二の電極及び低電気抵抗層と、前記有機半導体層界面と、の界面の少なくとも一ヶ所に所定値以上の電圧の印加によってキャリアがトンネル可能となる高電気抵抗層を設けたことを特徴とするものである。

#### 【0022】

請求項 10 に記載された発明は、請求項 8 又は 9 に記載された発明において、前記第一の電極及び第二の電極並びにそれらの間隔に設けた前記有機半導体層の下面に基板を設けたことを特徴とするものである。

#### 【0023】

請求項 11 に記載された発明は、低電気抵抗層、有機半導体層、同一平面に間隔を設けて配置された第一の電極及び第二の電極、前記第一の電極及び第二の電極の間隔を埋めると共にそれらの上面を覆うように設けた電気絶縁層、並びに、第三の電極を順次有する能動素子であって、前記低電気抵抗層が前記有機半導体層よりも低い電気抵抗を示すものであることを特徴とする能動素子である。

#### 【0024】

請求項 12 に記載された発明は、請求項 11 に記載された発明において、前記第一の電極、第二の電極及び低電気抵抗層と、前記有機半導体層と、の界面の少なくとも一ヶ所に所定値以上の電圧の印加によってキャリアがトンネル可能となる高電気抵抗層を設けたことを特徴とするものである。

#### 【0025】

請求項 13 に記載された発明は、請求項 11 又は 12 に記載された発明において、前記低電気抵抗層の下面に基板を設けたことを特徴とするものである。

#### 【0026】

請求項 14 に記載された発明は、第三の電極、電気絶縁層、低電気抵抗層、有機半導体層、並びに、同一平面に間隔を設けて配置された第一の電極及び第二の電極を順次有する能動素子であって、前記低電気抵抗層が前記有機半導体層よりも低い電気抵抗を示すものであることを特徴とする能動素子である。

【0027】

請求項 15 に記載された発明は、請求項 14 に記載された発明において、前記低電気抵抗層の左右の端部が、前記有機半導体層に覆われるように設けられていることを特徴とするものである。

【0028】

請求項 16 に記載された発明は、請求項 14 又は 15 に記載された発明において、前記第一の電極、第二の電極及び低電気抵抗層と、前記有機半導体層と、の界面の少なくとも一ヶ所に所定値以上の電圧の印加によってキャリアがトンネル可能となる高電気抵抗層を設けたことを特徴とするものである。

【0029】

請求項 17 に記載された発明は、請求項 14 ～ 16 のいずれかに記載された発明において、前記第三の電極の下面に基板を設けたことを特徴とするものである。

【0030】

請求項 18 に記載された発明は、請求項 1 ～ 17 のいずれかに記載された発明において、前記有機半導体層が、ポリ-N-ビニルカルバゾール誘導体、ポリ-γ-カルバゾリルエチルグルタメート誘導体、ポリビニルフェナントレン誘導体、ポリシラン誘導体、オキサゾール誘導体、オキサジアゾール誘導体、イミダゾール誘導体、モノアリアルアミン、トリアリアルアミン誘導体等のアリアルアミン誘導体、ベンジジン誘導体、ジアリアルメタン誘導体、トリアリアルメタン誘導体、スチリルアントラセン誘導体、ピラゾリン誘導体、ジビニルベンゼン誘導体、ヒドラゾン誘導体、インデン誘導体、インデノン誘導体、ブタジエン誘導体、ピレン-ホルムアルデヒド、ポリビニルピレン等のピレン誘導体、α-フェニルスチルベン誘導体、ビススチルベン誘導体等のスチルベン誘導体、エナミン誘導体、フルオレン、ポリフルオレン誘導体、ポリフルオレノン、フルオレノン誘



導体及び、ポリアルキルチオフェン等のチオフェン誘導体よりなる群から選ばれる少なくとも 1 種の有機材料、或いは、ペンタセン、テトラセン、ビスアゾ、トリシアゾ系色素、ポリアゾ系色素、トリアリールメタン系色素、チアジン系色素、オキサジン系色素、キサンテン系色素、シアニン系色素、スチリル系色素、ピリリウム系色素、キナクリドン系色素、インジゴ系色素、ペリレン系色素、多環キノン系色素、ビスベンズイミダゾール系色素、インダンスロン系色素、スクアリリウム系色素、アントラキノン系色素、及び、銅フタロシアニン、チタニルフタロシアニン等のフタロシアニン系色素よりなる群から選ばれる少なくとも 1 種の有機材料で構成されていることを特徴とするものである。

#### 【0031】

請求項 19 に記載された発明は、請求項 1 ～ 18 のいずれかに記載された発明において、前記有機半導体層が、誘電体材料を含有していることを特徴とするものである。

#### 【0032】

請求項 20 に記載された発明は、請求項 19 に記載された発明において、前記誘電体材料が、スチレンーブタジエン共重合体、スチレンーアクリロニトリル共重合体、スチレンーアクリロニトリルーブタジエン共重合体、スチレンーマレイン酸共重合体、スチレンーアクリル酸共重合体等のスチレン系樹脂、アクリル樹脂、エチレンー酢酸ビニル共重合体、塩素化ポリエチレン等のポリエチレン系樹脂、ポリプロピレン、塩化ビニルー酢酸ビニル共重合体等の塩化ビニル系樹脂、ポリエステルアルキド樹脂、ポリアミド、ポリウレタン、ポリカーボネート、ポリアリレート、ポリスルホン、ジアリルフタレート樹脂、ポリビニルブチラール樹脂、ポリエーテル樹脂、ポリエステル樹脂、シリコーン樹脂、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、尿素樹脂、メラミン樹脂、PFA、PTFE、PVDF 等のフッ素系樹脂、パリレン樹脂、ポリイミド樹脂、エポキシアクリレート、ウレタンーアクリレート等の光硬化性樹脂、次の一般式  $M(OR)_n$ 、又は、 $MR(OR')_{n-1}$  [式中、R、R' は、アルキル基、フェニル基等の有機基であり、M は、周期表の IVA ～ VIIA 族、VIII 族又は IB ～ VIB 族に属する金属である。] で示される金属アルコキシドを加水分解して得られた溶液を加熱乾燥すること

よって生成する金属酸化物、Al、Ta、W 等の金属酸化物、Siの酸化物、及び、窒化物から選ばれることを特徴とするものである。

### 【0033】

請求項 21 に記載された発明は、請求項 1 ～ 20 のいずれかに記載された発明において、前記低電気抵抗層が、①ポリアセチレン系導電性高分子、ポリパラフェニレン及びその誘導体、ポリフェニレンビニレン及びその誘導体等のポリフェニレン系導電性高分子、②ポリピロール及びその誘導体、ポリチオフェンおよびその誘導体、ポリエチレンジオキシチオフェンおよびその誘導体、ポリフラン及びその誘導体等の複素環系導電性高分子、③ポリアニリン及びその誘導体等のイオン性導電性高分子、並びに、④クロム (Cr)、Ta (タンタル)、チタン (Ti)、銅 (Cu)、アルミニウム (Al)、モリブデン (Mo)、タングステン (W)、ニッケル (Ni)、金 (Au)、パラジウム (Pd)、白金 (Pt)、銀 (Ag)、錫 (Sn) 等の金属よりなる群から選ばれる少なくとも 1 種の導電性材料で構成されていることを特徴とするものである。

### 【0034】

請求項 22 に記載された発明は、請求項 21 に記載された発明において、前記低電気抵抗層が、ポリスルホン酸、ポリスチレンスルホン酸、ナフタレンスルホン酸、アルキルナフタレンスルホン酸等の蒸気圧の低いドーパントを含有していることを特徴とするものである。

### 【0035】

請求項 23 に記載された発明は、請求項 1 ～ 22 のいずれかに記載された発明において、前記第一の電極、第二の電極及び第三の電極が、クロム (Cr)、Ta (タンタル)、チタン (Ti)、銅 (Cu)、アルミニウム (Al)、モリブデン (Mo)、タングステン (W)、ニッケル (Ni)、金 (Au)、パラジウム (Pd)、白金 (Pt)、銀 (Ag)、錫 (Sn) 等の金属、或いは、①ポリアセチレン系導電性高分子、ポリパラフェニレン及びその誘導体、ポリフェニレンビニレン及びその誘導体等のポリフェニレン系導電性高分子、②ポリピロール及びその誘導体、ポリチオフェンおよびその誘導体、ポリエチレンジオキシチオフェンおよびその誘導体、ポリフラン及びその誘導体等の複素環系導電性高分子

、並びに、③ポリアニリン及びその誘導体等のイオン性導電性高分子よりなる群から選ばれる少なくとも1種の導電性高分子で構成されていることを特徴とするものである。

#### 【0036】

請求項24に記載された発明は、請求項1～23のいずれかに記載された発明において、前記電気絶縁層が、①スチレンーブタジエン共重合体、スチレンーアクリロニトリル共重合体、スチレンーアクリロニトリルーブタジエン共重合体、スチレンーマレイン酸共重合体、スチレンーアクリル酸共重合体等のスチレン系樹脂、アクリル樹脂、エチレンー酢酸ビニル共重合体、塩素化ポリエチレン等のポリエチレン系樹脂、ポリプロピレン、塩化ビニルー酢酸ビニル共重合体等の塩化ビニル系樹脂、ポリエステルアルキド樹脂、ポリアミド、ポリウレタン、ポリカーボネート、ポリアリレート、ポリスルホン、ジアリルフタレート樹脂、ポリビニルブチラル樹脂、ポリエーテル樹脂、ポリエステル樹脂等の熱可塑性樹脂、②シリコン樹脂、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、尿素樹脂、メラミン樹脂、パリレン樹脂、ポリイミド樹脂等の熱硬化性樹脂、③エポキシアクリレート、ウレタンーアクリレート等の光硬化性樹脂、④PFA、PTFE、PVDF等のフッ素系樹脂よりなる群から選ばれる少なくとも1種の樹脂、或いは、⑤前記金属で構成される電極層の表面の酸化によって生成する金属酸化物で構成されていることを特徴とするものである。

#### 【0037】

請求項25に記載された発明は、請求項1～23のいずれかに記載された発明において、前記電気絶縁層が、一般式 $M(OR)_n$ 、又は、 $MR(OR')_{n-1}$  [式中、R、R'は、アルキル基、フェニル基等の有機基であり、Mは、周期表のⅣA～ⅦA族、Ⅷ族又はⅠB～ⅥB族に属する金属である。]で示される金属アルコキシドを加水分解して得られた溶液の塗布、加熱乾燥によって得た金属酸化物膜で構成されていることを特徴とするものである。

#### 【0038】

請求項26に記載された発明は、請求項4、5、9、10、12及び13のいずれかに記載された発明において、前記高電気抵抗層が、①スチレンーブタジエ

ン共重合体、スチレンーアクリロニトリル共重合体、スチレンーアクリロニトリルブタジエン共重合体、スチレンーマレイン酸共重合体、スチレンーアクリル酸共重合体等のスチレン系樹脂、アクリル樹脂、エチレンー酢酸ビニル共重合体、塩素化ポリエチレン等のポリエチレン系樹脂、ポリプロピレン、塩化ビニルー酢酸ビニル共重合体等の塩化ビニル系樹脂、ポリエステルアルキド樹脂、ポリアミド、ポリウレタン、ポリカーボネート、ポリアリレート、ポリスルホン、ジアリルフタレート樹脂、ポリビニルブチラル樹脂、ポリエーテル樹脂、ポリエステル樹脂等の熱可塑性樹脂、②シリコン樹脂、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、尿素樹脂、メラミン樹脂、パリレン樹脂、ポリイミド樹脂等の熱硬化性樹脂、③エポキシアクリレート、ウレタンーアクリレート等の光硬化性樹脂、④PFA、PTFE、PVDF 等のフッ素系樹脂よりなる群から選ばれる少なくとも 1 種の有機材料、或いは、⑤前記第一の電極、第二の電極層の少なくとも一方の表面酸化によって生成する金属酸化物で構成されていることを特徴とするものである。

#### 【0039】

請求項 27 に記載された発明は、請求項 4, 5, 9, 10, 12 及び 13 のいずれかに記載された発明において、前記高電気抵抗層が、一般式  $M(OR)_n$ 、又は、 $MR(OR')_{n-1}$  [式中、R、R' は、アルキル基、フェニル基等の有機基であり、M は、周期表の I V A ~ V I I A 族、V I I I 族又は I B ~ V I B 族に属する金属である。] で示される金属アルコキシドを加水分解して得られた溶液の塗布、加熱乾燥によって生成する金属酸化物膜で構成されていることを特徴とするものである。

#### 【0040】

請求項 28 に記載された発明は、請求項 1 ~ 27 のいずれかに記載された発明において、前記第一の電極及び第二の電極の間に電流を流す第一の電源、並びに、前記第三の電極に電圧を印加する第二の電源を有することを特徴とするものである。

#### 【0041】

請求項 29 に記載された発明は、請求項 1 ~ 28 のいずれかに記載の能動素子を有することを特徴とする EL 表示素子である。

**【0042】**

請求項30に記載された発明は、共通の基板上に能動素子及び発光素子を並列的に設けたEL表示素子において、前記能動素子として、前記基板上に第三の電極、前記第三の電極の両端及び上面を覆うように設けた電気絶縁層、同一平面に間隔を設けて配置された第一の電極及び第二の電極、前記第一の電極及び第二の電極の間隔を埋めると共にそれらの上面を覆うように設けた有機半導体層、並びに、前記有機半導体層よりも低い電気抵抗を示す低電気抵抗層を順次有する能動素子を設けると共に、発光素子として、前記基板上に透明電極、EL層及び陰極を順次設け、そして、前記第一の電極と前記透明電極とを電氣的に接続したことを特徴とするEL表示素子である。

**【0043】**

請求項31に記載された発明は、請求項1～28のいずれかに記載の能動素子を有することを特徴とする液晶表示素子である。

**【0044】**

請求項32に記載された発明は、請求項1～28のいずれかに記載の能動素子をNOT回路、NAND回路又はNOR回路に有することを特徴とする演算素子である。

**【0045】****【発明の実施の形態】**

図1は、本発明の一実施の形態を示す能動素子の断面図である。図2は、本発明の一実施の形態を示す能動素子の斜視図であって、(a)板状の低電気抵抗層を有するものを示し、そして、(b)は櫛状の低電気抵抗層を有するものを示す。図3は、チャネル厚を測定するために用いる能動素子(図24)を有する能動装置の一部断面説明図である。図4は、本発明の他の一実施の形態を示す能動素子の断面図である。図5は、本発明の他の一実施の形態を示す能動素子の断面図である。図6は、図5に示される能動素子から低電気抵抗層を除去した状態のものを示す説明図である。図7は、本発明の他の一実施の形態を示す能動素子を有する能動装置の一部断面説明図である。図8は、本発明の他の一実施の形態を示す能動素子の断面図である。図9は、本発明における能動素子の整流性を説明す

るための説明図である。図 1 0 は、本発明の他の一実施の形態を示す能動素子の断面図である。図 1 1 は、本発明の他の一実施の形態を示す能動素子の断面図である。図 1 2 は、本発明の他の一実施の形態を示す能動素子の断面図である。図 1 3 は、本発明の他の一実施の形態を示す能動素子の断面図である。図 1 4 は、本発明の他の一実施の形態を示す能動素子の断面図である。図 1 5 は、本発明の他の一実施の形態を示す能動素子の断面図である。図 1 6 は、本発明の他の一実施の形態を示す能動素子の断面図である。図 1 7 は、本発明の一実施の形態を示す E L 表示素子の一部断面説明図である。図 1 8 は、本発明の一実施の形態を示す液晶表示素子の断面図である。図 1 9 は、本発明の一実施の形態を示す演算素子が有する論理回路の説明図であって、(a) は N O T 回路を示し、(b) は N A N D 回路を示し、そして、(c) は N O R 回路を示す。図 2 0 は、実施例 1 で得た能動装置の一部断面説明図である。図 2 1 は、実施例 4 で得た能動装置の一部断面説明図である。図 2 2 は、従来の薄膜電界効果トランジスタの断面図である。図 2 3 は、他の従来の薄膜電界効果トランジスタの断面図である。図 2 4 は、従来の S I T の断面図であって、(a) は電圧を印加しない状態を示し、そして、(b) は電圧を印加して空乏層領域が広がった状態を示す。

#### 【 0 0 4 6 】

##### (実施の形態 1)

図 1 に示されているように、本発明の能動素子 2 0 は、第三の電極（ゲート電極） 1、電気絶縁層（ゲート絶縁層） 2、同一平面に間隔を設けて配置された第一の電極（ソース電極） 3 及び第二の電極（ドレイン電極） 4、前記第一の電極 3 及び第二の電極 4 の間隔を埋めると共にそれらの上面を覆うように設けた有機半導体層 5、並びに、前記有機半導体層 5 よりも低い電気抵抗を示す低電気抵抗層 6 を順次有している。本発明においては、前記有機半導体層 5 は、少なくとも有機半導体材料が含有されている層を意味する。したがって、本発明における有機半導体層 5 には、有機半導体材料と無機半導体材料とが共に含有されている層も含まれる。前記低電気抵抗層 6 は、好ましくは、図 2 (a) に示されているような板状の低電気抵抗層 6 a、図 2 (b) に示されているような櫛状の低電気抵抗層 6 b、図示していない格子状の低電気抵抗層、又は、図示していない円盤状

の低電気抵抗層である。

#### 【0047】

本発明の低電気抵抗層 6 は、好ましくは、①ポリアセチレン系導電性高分子、ポリパラフェニレン及びその誘導体、ポリフェニレンビニレン及びその誘導体等のポリフェニレン系導電性高分子、②ポリピロール及びその誘導体、ポリチオフェンおよびその誘導体、ポリエチレンジオキシチオフェンおよびその誘導体、ポリフラン及びその誘導体等の複素環系導電性高分子、③ポリアニリン及びその誘導体等のイオン性導電性高分子、並びに、④クロム (C r)、T a (タンタル)、チタン (T i)、銅 (C u)、アルミニウム (A l)、モリブデン (M o)、タングステン (W)、ニッケル (N i)、金 (A u)、パラジウム (P d)、白金 (P t)、銀 (A g)、錫 (S n) 等の金属よりなる群から選ばれる少なくとも 1 種の導電性材料で構成されているものである。これらの導電性高分子には、ポリスルホン酸、ポリスチレンスルホン酸、ナフタレンスルホン酸、アルキルナフタレンスルホン酸等の蒸気圧の低いドーパントを含有させてもかまわない。本発明の低電気抵抗層 6 は、本発明の目的に反しないかぎり、前記好ましい材料以外のものを用いてもかまわない。このように本発明の低電気抵抗層 6 は、導電性高分子で構成されているので、その成膜において、塗布といった手段が可能となり、そのために、製造装置コストの低減及び素子コスト低減に有効である。

#### 【0048】

また、低電気抵抗層 6 は、後処理によって形成しても良い。酸素ドーブ等で導電性が発現する半導体材料を用いる場合には、有機半導体層 5 の表面に酸素雰囲気中で加熱等の処理を行うと、有機半導体層 5 の表面に低電気抵抗層が形成される。

#### 【0049】

前記有機半導体層 5 を構成する有機半導体は、好ましくは、ポリ-N-ビニルカルバゾール誘導体、ポリ-γ-カルバゾリルエチルグルタメート誘導体、ポリビニルフェナントレン誘導体、ポリシラン誘導体、オキサゾール誘導体、オキサジアゾール誘導体、イミダゾール誘導体、モノアリアルアミン、トリアルリアルアミン誘導体等のアリアルアミン誘導体、ベンジジン誘導体、ジアリアルメタン誘

導体、トリアリールメタン誘導体、スチリルアントラセン誘導体、ピラゾリン誘導体、ジビニルベンゼン誘導体、ヒドラゾン誘導体、インデン誘導体、インデノン誘導体、ブタジエン誘導体、ピレンーホルムアルデヒド、ポリビニルピレン等のピレン誘導体、 $\alpha$ -フェニルスチルベン誘導体、ビススチルベン誘導体等のスチルベン誘導体、エナミン誘導体、フルオレン、ポリフルオレン誘導体、ポリフルオレノン、フルオレノン誘導体及び、ポリアルキルチオフェン等のチオフェン誘導体よりなる群から選ばれる少なくとも1種の有機材料、或いは、ペンタセン、テトラセン、ビスアゾ、トリスアゾ系色素、ポリアゾ系色素、トリアリールメタン系色素、チアジン系色素、オキサジン系色素、キサントゲン系色素、シアニン系色素、スチリル系色素、ピリリウム系色素、キナクリドン系色素、インジゴ系色素、ペリレン系色素、多環キノン系色素、ビスベンズイミダゾール系色素、インダンスロン系色素、スクアリリウム系色素、アントラキノン系色素、及び、銅フタロシアニン、チタニルフタロシアニン等のフタロシアニン系色素よりなる群から選ばれる少なくとも1種の有機材料で構成されている（以下、他の実施の形態においても同様とする）。このように、有機半導体層5は、有機材料で構成されているので、その成膜において、蒸着、塗布といった手段が可能となり、そのために、製造装置コストの低減及び素子コスト低減に有効である。

#### 【0050】

本発明においては、前記有機半導体層5は、好ましくは、誘電体材料を含有している。このように、前記有機半導体層5が誘電体材料を含有していると、ゲート電圧を印加した際のチャネル層の厚さをTFT素子の一般的ソース・ドレイン電極厚以上とすることが可能となるので、ソース・ドレイン電極と半導体層の上に低電気抵抗層を形成することにより、チャネルが低電気抵抗層と接触し大電流の駆動が可能となる。また、前記有機半導体層5が誘電体材料を含有していると、有機半導体層5の抵抗値が上昇するので、OFF電流値の制御が容易に可能となる。誘電体材料の処方量は、例えば、このOFF電流の設定目標に応じて適宜決定される。

#### 【0051】

本発明における誘電体材料は、ASTM D150（周波数1KHz）における比誘電率



の値が1.5以上であるものを指す。本発明においては、有機半導体層5が有機半導体材料のみで構成されていたとしても、構成材料の比誘電率がこの値以上であれば本発明の範囲とする。これらの誘電体材料は、有機半導体層5の中に分子分散、又は、微粒子化して分散する形態をとることが可能である。

#### 【0052】

このような誘電体材料は、スチレンーブタジエン共重合体、スチレンーアクリロニトリル共重合体、スチレンーアクリロニトリルーブタジエン共重合体、スチレンーマレイン酸共重合体、スチレンーアクリル酸共重合体等のスチレン系樹脂、アクリル樹脂、エチレンー酢酸ビニル共重合体、塩素化ポリエチレン等のポリエチレン系樹脂、ポリプロピレン、塩化ビニルー酢酸ビニル共重合体等の塩化ビニル系樹脂、ポリエステルアルキド樹脂、ポリアミド、ポリウレタン、ポリカーボネート、ポリアリレート、ポリスルホン、ジアリルフタレート樹脂、ポリビニルブチラル樹脂、ポリエーテル樹脂、ポリエステル樹脂、シリコン樹脂、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、尿素樹脂、メラミン樹脂、PFA、PTFE、PVDF等のフッ素系樹脂、パリレン樹脂、ポリイミド樹脂、エポキシアクリレート、ウレタンーアクリレート等の光硬化性樹脂、次の一般式 $M(OR)_n$ 、又は、 $MR(O R')_{n-1}$ 〔式中、R、R'は、アルキル基、フェニル基等の有機基であり、Mは、周期表のIV A～VII A族、VIII族又はIB～VIB族に属する金属である。〕で示される金属アルコキシドを加水分解して得られた溶液を加熱乾燥することによって生成する金属酸化物、Al、Ta、W等の金属酸化物、Siの酸化物、及び、窒化物から選ばれる（以下、他の実施の形態においても同様とする）。

#### 【0053】

このように、前記有機半導体層5が誘電体材料を含有していると、ゲート電圧を印加した際のチャネル層の厚さをTFT素子の一般的ソース・ドレイン電極厚以上とすることが可能となるので、ソース・ドレイン電極と半導体層の上に低電気抵抗層を形成することにより、チャネルが低電気抵抗層と接触し大電流の駆動が可能となる。また、前記有機半導体層5が誘電体材料を含有していると、有機半導体層5の抵抗値が上昇するので、OFF電流値の制御が容易となる。誘電体

材料の処方量は、例えば、このOFF電流の設定目標に応じて適宜決定される。

#### 【0054】

前記第一の電極3、第二の電極4及び第三の電極1は、好ましくは、クロム（Cr）、タantal（Ta）、チタン（Ti）、銅（Cu）、アルミニウム（Al）、モリブデン（Mo）、タングステン（W）、ニッケル（Ni）、金（Au）、パラジウム（Pd）、白金（Pt）、銀（Ag）、錫（Sn）等の金属、或いは、①ポリアセチレン系導電性高分子、ポリパラフェニレン及びその誘導体、ポリフェニレンビニレン及びその誘導体等のポリフェニレン系導電性高分子、②ポリピロール及びその誘導体、ポリチオフェンおよびその誘導体、ポリエチレンジオキシチオフェンおよびその誘導体、ポリフラン及びその誘導体等の複素環系導電性高分子、並びに、③ポリアニリン及びその誘導体等のイオン性導電性高分子よりなる群から選ばれる少なくとも1種の導電性高分子で構成されている（以下、他の実施の形態においても同様とする）。

#### 【0055】

本発明においては、前記第一の電極3及び第二の電極4は、好ましくは、極力細線化されたものである。これらの内の第一の電極3及び第二の電極4は、それぞれ、一般的な構造のTF Tにおけるソース電極及びドレイン電極に相当するが、これらの電極の細線化は、通常、TF T素子の高集積化を目的として行われる。しかし、本発明の能動素子20を有するTF Tの場合には、高集積化だけでなくOFF時の電流を低減させる効果もあるので、第一の電極3及び第二の電極4の細線化の重要性は、一般的なTF Tと比較して高い。これらの第一の電極3の幅及び第二の電極4の幅は、ON/OFF比が最も高くなるように各々の最適値で設定される。

#### 【0056】

前記電気絶縁層2は、好ましくは、①スチレンーブタジエン共重合体、スチレンーアクリロニトリル共重合体、スチレンーアクリロニトリルーブタジエン共重合体、スチレンーマレイン酸共重合体、スチレンーアクリル酸共重合体等のスチレン系樹脂、アクリル樹脂、エチレンー酢酸ビニル共重合体、塩素化ポリエチレン等のポリエチレン系樹脂、ポリプロピレン、塩化ビニルー酢酸ビニル共重合体

等の塩化ビニル系樹脂、ポリエステルアルキド樹脂、ポリアミド、ポリウレタン、ポリカーボネート、ポリアリレート、ポリスルホン、ジアリルフタレート樹脂、ポリビニルブチラール樹脂、ポリエーテル樹脂、ポリエステル樹脂等の熱可塑性樹脂、②シリコン樹脂、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、尿素樹脂、メラミン樹脂、パリレン樹脂、ポリイミド樹脂等の熱硬化性樹脂、③エポキシアクリレート、ウレタン-アクリレート等の光硬化性樹脂、④PFA、PTFE、PVDF 等のフッ素系樹脂よりなる群から選ばれる少なくとも 1 種の樹脂、或いは、⑤前記金属で構成される電極層の表面の酸化によって生成する金属酸化物で構成されている（以下、他の実施の形態においても同様とする）。このように、本発明の電気絶縁層 2 は、高分子で構成されているので、その成膜において、塗布といった手段が可能となり、また、電気絶縁層 2 を電極層の表面の酸化によって形成することができ、そのために、製造装置コストの低減及び素子コストの低減ができる。特に、ポリイミド系樹脂は、電気絶縁性、耐溶剤性が良好であるので、電気絶縁層に用いるのに好適である。この樹脂上に有機溶媒に溶解または分散した材料を塗工する場合であっても、樹脂が大きなダメージを受けることがない。

#### 【0057】

また、前記電気絶縁層 2 は、一般式  $M(OR)_n$ 、又は、 $MR(OR')_{n-1}$  [式中、R、R' は、アルキル基、フェニル基等の有機基であり、M は、周期表の IVA~VIIA 族、VIII 族又は IB~VIB 族に属する金属である。] で示される公知の金属アルコキシドを加水分解して得られた溶液の塗布、加熱乾燥によって得た金属酸化物膜で構成されていてもかまわない。このように、電気絶縁層 2 が金属アルコキシドを加水分解して得られた溶液の塗布、加熱乾燥によって得た金属酸化物膜で構成されているので、真空プロセスのような煩雑なプロセスを用いることなく電気絶縁膜を形成することができ、そのために、製造装置コストの低減及び素子コストの低減ができる。

#### 【0058】

本発明の能動素子 20 は、前記有機半導体層 5 よりも低い電気抵抗を示す低電気抵抗層 6 をチャンネル幅方向全域に有しているので、能動素子 20 の短チャンネル化が容易となる。このように能動素子 20 において、短チャンネル化されると、キ

キャリアの移動距離が短くなり、そのために、キャリアがトラップされる確率が小さくなって大きな電流を流すことが可能となり、その結果、高いキャリア移動度が得られる。それ故、本発明の能動素子 20 によれば、高速スイッチング化及び大電流駆動が可能となる。また、低電気抵抗層 6 をチャンネル幅方向全域に設けると、OFF 時に電流が大きくなる場合があるので、その際は、低電気抵抗層を図 2 (b) に示されているような櫛状したり、図示していない格子状又は円盤状にしたりして、チャンネル幅に対する低電気抵抗層の幅を適宜調節し、OFF 時の電流を小さくすることができる。

#### 【0059】

スイッチング特性に関しては、Appl.Phys.Lett., vol.76, No.14, 3 April (2000), 1941-1943において、次の式

$$f_c = \mu V_d / 2\pi L^2$$

( $\mu$  : キャリア移動度、 $V_d$  : ソース・ドレイン電圧、 $L$  : チャンネル長)

に示されるスイッチング周波数 ( $f_c$ ) の計算式が実験値と良い一致を見ることが報告されている。

#### 【0060】

本発明の能動素子 20 においては、第一の電極 3 と第二の電極 4 との間に電圧を印加すると、キャリアは、第一の電極 3 から有機半導体層 5 を通って低電気抵抗層 6 に入り、低電気抵抗層 6 から有機半導体層 5 に注入され、そして、第二の電極 4 に流入する。したがって、この能動素子 20 においては、チャンネル長が有機半導体層 5 の膜厚によって制御可能となり、そのために、短チャンネル化が容易となる。また、本発明の能動素子 20 は、前記従来の薄膜電界効果型トランジスタ (能動素子) (図 22 参照) の製造工程において、低電気抵抗層 6 の成膜工程が追加されるのみであるので、その作製が非常に容易である。

#### 【0061】

本発明における能動素子 20 は、前記従来の薄膜電界効果型トランジスタ (能動素子) (図 22 参照) 24 に低電気抵抗層を付加したものに相当するので、本発明の能動素子 20 における第一の電極 3 と第二の電極 4 との間の抵抗値が、前記従来の薄膜電界効果型トランジスタ (能動素子) におけるソース電極 (第一の

電極)とドレイン電極(第二の電極)との間の距離、チャンネル幅等、手電気抵抗層の形成以外の構成を全く同一とした時の、ソース電極203とドレイン電極204との間の抵抗値と比較して、 $1/10$ 以下となっていれば低電気抵抗層6とすることができる。

#### 【0062】

本発明の能動素子20においては、第三の電極1に対し電圧を印加した時のチャンネル形成が第一の電極3及び第二の電極4と低電気抵抗層6との間に及ぶ必要がある。一般の無機半導体では、有機半導体層中の少数キャリアが絶縁層表面に集まりチャンネル層を形成するので、チャンネル厚は一般に $100\text{ \AA}$ 以下であるが、本発明の能動素子20では、第一の電極3又は第二の電極4をこのチャンネル厚以下に形成する必要があるので、無機半導体を用いて実現するのは困難である。しかし、有機半導体を用いる場合には、チャンネル形成のメカニズムは明らかとなっていないが、チャンネル厚は $1000\text{ \AA}$ にまで及ぶ場合があり、これはTFT素子の一般的なソース電極及びドレイン電極の厚( $500\text{ \AA}$ 以下)を上回る。仮に、チャンネル厚が $1000\text{ \AA}$ であった場合には、ソース電極(3)及びドレイン電極(4)の厚を $400\text{ \AA}$ 、有機半導体層5を $1000\text{ \AA}$ で形成した図20の構成の素子とすると、チャンネル長が $600\text{ \AA}$ のTFTが作製され、有機半導体層5の全体にチャンネルが形成されることになるので、ゲート電圧の印加によってソース・ドレイン電流の変調が可能となる。

#### 【0063】

本発明の能動素子20においては、前記第一の電極3から前記低電気抵抗層6までの距離、及び、前記第二の電極4から前記低電気抵抗層6までの距離のいずれもが、前記第一の電極3から第二の電極4までの距離と比較して短いので、所望のON電流を得ることが可能となる。

#### 【0064】

本発明の能動素子20においては、第一の電極3及び第二の電極4の厚さの少なくとも一方は、実使用時において有機半導体層5に形成されるチャンネル厚さ未満とする必要がある。こうすることにより、第一の電極3から第二の電極4に流れる電流の制御において、所望のON電流を得ることが可能となる。

## 【0065】

本発明におけるチャネル厚は、以下のように定義される。

図3に示される能動装置の第二の電源電圧値を実使用電圧に設定し、能動素子の構成を図23に示されるものと同じものとする。この時、ゲート絶縁膜212、ソース電極213、ドレイン電極214の材料及び厚さ、並びに、有機半導体層215の材料は、実使用時と同一とする。そして、有機半導体層215の厚さを10nm以下から数百nmまで変化させ、ソース／ドレイン電流が最大となった時の有機半導体層の厚さをチャネル厚とする。

## 【0066】

本発明の能動素子20の第三の電極1の下面には、基板（図10の基板8参照）が設けられている。このような基板は、好ましくは、スチレンーブタジエン共重合体、スチレンーアクリロニトリル共重合体、スチレンーアクリロニトリルーブタジエン共重合体、スチレンーマレイン酸共重合体、スチレンーアクリル酸共重合体等のスチレン系樹脂、ポリプロピレン、塩化ビニルー酢酸ビニル共重合体等の塩化ビニル系樹脂、ポリエステルアルキド樹脂、ポリアミド、ポリウレタン、ポリカーボネート、ポリアリレート、ポリスルホン、ジアリルフタレート樹脂、ポリビニルブチラル樹脂、ポリエーテル樹脂、ポリエステル樹脂、シリコーン樹脂、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、尿素樹脂、メラミン樹脂、PFA、PTFE、PVDF等のフッ素系樹脂、パリレン樹脂、ポリイミド樹脂、エポキシアクリレート、ウレタンーアクリレート等の光硬化性樹脂から選ばれる樹脂で構成される可撓性基板である。

## 【0067】

本発明の能動素子20は、例えば、絶縁性の基板上に、第三の電極（ゲート電極）1、電気絶縁層（ゲート絶縁層）2、同一平面に間隔を設けて配置された第一の電極（ソース電極）3及び第二の電極（ドレイン電極）4、前記第一の電極3及び第二の電極4の間隔を埋めると共にそれらの上面を覆うように設けた有機半導体層5、並びに、前記有機半導体層5よりも低い電気抵抗を示す低電気抵抗層6を順次積層することにより製造される。

## 【0068】

## (実施の形態 2)

図 4 に示すように、本発明の能動素子 3 0 においては、前記第一の電極 3、第二の電極 4 のいずれか一方が前記低電気抵抗層 6 と接触している。このように前記第一の電極 3 及び第二の電極 4 のいずれか一方が前記低電気抵抗層 6 と接触していると、能動素子 3 0 のチャンネル長を短くすることが可能となる。

図 4 において、実施の形態 1 に記載された符号と同一の符号は、実施の形態 1 に記載された部材名と同一の部材名を意味する。また、それらの部材を構成する材料としては、実施の形態 1 に記載されたものと同様のものが用いられる。また、各部材の機能、効果等については、実施の形態 1 と同じである場合には、記載を省略する。

以下、本明細書に記載された「実施の形態」の記載においても同様とする。

## 【0069】

このような能動素子 3 0 は、前記能動素子 2 0 と同様にして、第一の電極 3 と第二の電極 4 を形成し、そして、第一の電極 3 をマスキングして有機半導体層 5 を形成した後、マスキングを除去し、続いて、低電気抵抗層 6 を形成することにより製造される。また、このような能動素子 3 0 は、第一の電極 3 及び第二の電極 4 を成膜する際に、第一の電極 3 の膜厚を有機半導体層 5 の膜厚以上に成膜した後、第二の電極 4 上に有機半導体層 5 を成膜し、続いて、低電気抵抗層 6 を成膜することにより製造することもできる。

## 【0070】

## (実施の形態 3)

図 5 に示すように、本発明の能動素子 4 0 においては、前記第一の電極 3、第二の電極 4 及び低電気抵抗層 6 と、前記有機半導体層 5 と、の界面の少なくとも一ヶ所に所定値以上の電圧の印加によってキャリアがトンネル可能となる高電気抵抗層 7 が設けられている。本発明の能動素子 4 0 を作製するにあたっては、能動素子 4 0 の低電気抵抗層 6 を除去したもの（図 6 参照）について、第一の電極 3 と第二の電極 4 と間の電気抵抗を測定し、次に、能動素子 4 0 の低電気抵抗層 6 と第一の電極 3 との間の電気抵抗をこれと同等以下となるように能動素子 4 0 を作製する必要がある。

## 【0071】

図7に示すように、本発明の能動素子40を用いた能動装置においては、第三の電極1に対し第二の電源10から電圧が印加されると、有機半導体層5の抵抗値が下がる。それ故、電気絶縁層2に所定値以上の電圧が印加されると、電気絶縁層2中にトンネル電流が流れ、所望のON電流が得られる。第二の電源10の電圧の印加が行われない場合には、電気絶縁層2がキャリアのブロックを行うので、OFF電流を低減することが可能となる。このようにして、本発明の能動素子40においては、ON/OFF比を高くすることが可能となる。図7において、9は、前記第一の電極及び第二の電極の間に電流を流す第一の電源である。

## 【0072】

前記高電気抵抗層7は、好ましくは、①スチレンーブタジエン共重合体、スチレンーアクリロニトリル共重合体、スチレンーアクリロニトリルーブタジエン共重合体、スチレンーマレイン酸共重合体、スチレンーアクリル酸共重合体等のスチレン系樹脂、アクリル樹脂、エチレンー酢酸ビニル共重合体、塩素化ポリエチレン等のポリエチレン系樹脂、ポリプロピレン、塩化ビニルー酢酸ビニル共重合体等の塩化ビニル系樹脂、ポリエステルアルキド樹脂、ポリアミド、ポリウレタン、ポリカーボネート、ポリアリレート、ポリスルホン、ジアルキルフタレート樹脂、ポリビニルブチラル樹脂、ポリエーテル樹脂、ポリエステル樹脂等の熱可塑性樹脂、②シリコーン樹脂、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、尿素樹脂、メラミン樹脂、架橋性樹脂等の熱硬化性樹脂、③エポキシアクリレート、ウレタンーアクリレート等の光硬化性樹脂よりなる群から選ばれる少なくとも1種の樹脂、或いは、④前記金属で構成される電極層の表面の酸化によって生成する金属酸化物で構成されている。このように、高電気抵抗層7が高分子で構成されているので、その成膜において、塗布といった手段が可能となり、また、高電気抵抗層を電極層の表面の酸化によって形成することができ、そのために、製造装置コストの低減及び素子コストの低減ができる。特に、ポリイミド系樹脂は、電気絶縁性、耐溶剤性が良好であるので、高電気抵抗層に用いるのに好適である。この樹脂上に有機溶媒に溶解または分散した材料を塗工する場合であっても、樹脂が大きなダメージを受けることがない。



## 【0073】

また、前記高電気抵抗層 7 は、一般式  $M(OR)_n$ 、又は、 $MR(OR')_{n-1}$  [式中、R、R' は、アルキル基、フェニル基等の有機基であり、M は、周期表の IVA～VIIA 族、VIII 族又は IB～VIB 族に属する金属である。] で示される公知の金属アルコキシドを加水分解して得られた溶液の塗布、加熱乾燥によって得た金属酸化物膜で構成されていてもかまわない。このように、高電気抵抗層 7 が金属アルコキシドを加水分解して得られた溶液の塗布、加熱乾燥によって得た金属酸化物膜で構成されているので、真空プロセスのような煩雑なプロセスを用いることなく電気絶縁膜を形成することができ、そのために、製造装置コストの低減及び素子コストの低減ができる。

## 【0074】

(実施の形態 4)

図 8 に示すように、本発明の能動素子 50 においては、前記第一の電極 3、第二の電極 4 及び低電気抵抗層 6 と、前記有機半導体層 5 と、の少なくとも一ヶ所が直接接触して、その界面が整流性となっている。このように、前記第一の電極 3、第二の電極 4 及び低電気抵抗層 6 と、前記有機半導体層 5 と、の少なくとも一ヶ所が直接接触して、その界面が整流性となっていると、能動素子 50 のチャネル長を短くすることができ、ON/OFF 比の大きい能動素子 50 を作製することができる。

## 【0075】

前記「整流性」は、P 型半導体（ホール輸送性半導体）と金属の接触に関するものについて、図 9 を用いて次のように説明される。

即ち、図 9 (a) において、M は第一の電極、第二の電極、低電気抵抗層のいずれかを示し、そして、S は有機半導体層を示している。M の仕事関数よりも、S の仕事関数が高い場合には、M と S との接触でバンドが下に曲がる。この状態において M に負電位が印加され、また、S に正電位が印加されると、S に対し M の電位が低い状態となり、図 9 (b) に示すように、エネルギー障壁が小さくなってホールが M の方に流れる。逆に、図 9 (c) に示すように、M に正電位が印加され、また、S に負電位が印加されると、エネルギー障壁が大きくなってホ

ールが流れ難くなる。前記「仕事関数」の値は、理研計器（株）社製、AC-2 によって測定した仕事関数値による。

本発明の能動素子において用いられる電極材料は、前記実施の形態 1 において説明したが、前記「仕事関数」の観点から説明すると、本発明における電極材料は、使用する半導体材料がホール輸送性のものである場合には、Mg、Al、Cr、Ag 等の仕事関数の小さなものが適用可能である。また、本発明における電極材料は、使用する半導体材料が電子輸送性のものである場合には、Au、Pt 等の仕事関数の大きなものが適用可能である。

#### 【0076】

能動素子を図 1 に示される構成とし、そして、図 7 と同様の能動装置を構成した場合には、有機半導体層 5 をホール輸送性材料で構成し、第一の電極 3 及び第二の電極 4 を同一材料で構成して、これらの電極の仕事関数を有機半導体層 5 の仕事関数よりも小さくすると、整流性が得られる。第一の電極 3 と有機半導体層 5 との界面は、エネルギー障壁が大きくなっている部位となって、キャリアが流れ難くなり、OFF 電流の低減が可能となる。

#### 【0077】

（実施の形態 5）

図 10 に示すように、本発明の能動素子 60 は、同一平面に間隔を設けて配置された第一の電極 3 及び第二の電極 4、前記第一の電極 3 及び第二の電極 4 の間隔を埋めると共にそれらの上面を覆うように設けた有機半導体層 5、前記有機半導体層 5 よりも低い電気抵抗を示す低電気抵抗層 6、電気絶縁層 2、並びに、第三の電極 1 を順次有している。図 10 において、8 は、基板である。そして、この能動素子 60 には、図 11 に示すように、前記第一の電極 3、第二の電極 4 及び低電気抵抗層 6 と、前記有機半導体層 5 と、の界面の少なくとも一ヶ所に所定値以上の電圧の印加によってキャリアがトンネル可能となる高電気抵抗層 7 を設けることができる。

#### 【0078】

本発明の能動素子 60 は、前記有機半導体層 5 よりも低い電気抵抗を示す低電気抵抗層 6 を有しているので、前記実施の形態 1 に記載された能動素子 20 と同

様に、能動素子 50 の短チャネル化が容易となる。このように能動素子 60 が短チャネル化されると、キャリアの移動距離が短くなり、そのために、キャリアがトラップされる確率が小さくなって大きな電流を流すことが可能となり、その結果、高いキャリア移動度が得られる。それ故、本発明の能動素子 60 によれば、高速スイッチング化及び大電流駆動が可能となる。

そして、本発明の能動素子 60 は、前記第一の電極 3、第二の電極 4 及び低電気抵抗層 6 と、前記有機半導体層 5 と、の界面の少なくとも一ヶ所に所定値以上の電圧の印加によってキャリアがトンネル可能となる高電気抵抗層 7 が設けられているので、前記実施の形態 3 に記載された能動素子 40 と同様に、第三の電極 1 に対し電圧印加が行われると、有機半導体層 5 の抵抗値が下がり、電気絶縁層 2 に所定値以上の電圧が印加されて、電気絶縁層 2 中にトンネル電流が流れ、所望の ON 電流が得られる。また、電圧の印加が行われない場合には、電気絶縁層 2 がキャリアのブロックを行うので、OFF 電流を低減することが可能となる。本発明の能動素子 60 においては、ON/OFF 比を高くすることが可能となる。

#### 【0079】

(実施の形態 6)

図 12 に示すように、本発明の能動素子 70 は、低電気抵抗層 6、有機半導体層 5、同一平面に間隔を設けて配置された第一の電極 3 及び第二の電極 4、前記第一の電極及び第二の電極の間隔を埋めると共にそれらの上面を覆うように設けた電気絶縁層 2、並びに、第三の電極 1 を順次有するものであって、前記低電気抵抗層 6 が前記有機半導体層よりも低い電気抵抗を示すものである。この能動素子 70 においては、図 13 に示すように、前記第一の電極 3、第二の電極 4 及び低電気抵抗層 6 と、前記有機半導体層 5 と、の界面の少なくとも一ヶ所に所定値以上の電圧の印加によってキャリアがトンネル可能となる高電気抵抗層 7 を設けることができる。また、前記低電気抵抗層 6 の下面に基板 8 を設けることができる。

#### 【0080】

図 14 に示すように、本発明の能動素子 80 は、前記有機半導体層 5 よりも低

い電気抵抗を示す低電気抵抗層 6 を有しているので、前記実施の形態 1 に記載された能動素子 20 と同様に、能動素子 80 の短チャネル化が容易となる。このように能動素子 80 が短チャネル化されると、キャリアの移動距離が短くなり、そのために、キャリアがトラップされる確率が小さくなって大きな電流を流すことが可能となり、その結果、高いキャリア移動度が得られる。それ故、本発明の能動素子 80 によれば、高速スイッチング化及び大電流駆動が可能となる。

そして、本発明の能動素子 80 は、前記第一の電極 3、第二の電極 4 及び低電気抵抗層 6 と、前記有機半導体層 5 と、の界面の少なくとも一ヶ所に所定値以上の電圧の印加によってキャリアがトンネル可能となる高電気抵抗層 7 が設けられているので、前記実施の形態 3 に記載された能動素子 40 と同様に、第三の電極 1 に対し電圧印加が行われると、有機半導体層 5 の抵抗値が下がり、電気絶縁層 2 に所定値以上の電圧が印加されて、電気絶縁層 2 中にトンネル電流が流れ、所望の ON 電流が得られる。また、電圧の印加が行われない場合には、電気絶縁層 2 がキャリアのブロックを行うので、OFF 電流を低減することが可能となる。本発明の能動素子 70 においては、ON/OFF 比を高くすることが可能となる。

#### 【0081】

##### (実施の形態 7)

本発明の能動素子 80 は、第三の電極 1、電気絶縁層 2、低電気抵抗層 6、有機半導体層 5、並びに、同一平面に間隔を設けて配置された第一の電極 3 及び第二の電極 4 を順次有しており、そして、前記低電気抵抗層 6 は、前記有機半導体層 5 よりも低い電気抵抗を示すもので構成されている。この能動素子 80 においては、図 15 に示されるように、前記低電気抵抗層 6 の左右の端部を前記有機半導体層 5 に覆われるように設けることができる。また、図 16 に示されるように、この能動素子 80 においては、前記第一の電極 3、第二の電極 4 及び低電気抵抗層 6 と、前記有機半導体層 5 と、の界面の少なくとも一ヶ所に所定値以上の電圧の印加によってキャリアがトンネル可能となる高電気抵抗層 7 を設けることができる。さらに、この能動素子 80 においては、前記第三の電極 1 の下面に基板 8 を設けることができる。

## 【0082】

このように、本発明の能動素子80は、第三の電極1、電気絶縁層2、低電気抵抗層6、有機半導体層5、並びに、同一平面に間隔を設けて配置された第一の電極3及び第二の電極4を順次有しているので、第一の電極3から第二の電極4に流れる電流の制御において、所望のON電流を得ることが可能となる。また、本発明の能動素子80は、低電気抵抗層を有しているので、低電気抵抗層6の表面にチャンネルが形成され、そのために、前記チャンネル厚の制約を受けることが無い。よって、無機半導体においても実現可能である。

また、有機半導体層5と、第一の電極3、第二の電極4及び低電気抵抗層6と、の界面をオーミック接触とすると、界面のエネルギー障壁が小さくなり、大きな電流を流すことが可能となる。オーミック接触を得るためには、有機半導体層としてホール輸送性有機半導体を用いる場合には、第一の電極3、第二の電極4及び低電気抵抗層6の仕事関数よりも有機半導体層5の仕事関数を小さくすることが必要である。電子輸送性有機半導体の場合は、この逆で、第一の電極3、第二の電極4及び低電気抵抗層6の仕事関数よりも有機半導体層5の仕事関数を大きくする必要がある。これらのことは、本実施の形態以外の他の実施の形態における能動素子においてもいえることである。

## 【0083】

(実施の形態8)

図17に示されているように、本発明のEL表示素子90は、共通の可撓性の透明基板27の上に能動素子及び発光素子を並列的に設けたEL表示素子を有している。そして、本発明のEL表示素子90には、前記能動素子として、前記透明基板27の上に第三の電極21、前記第三の電極21の両端及び上面を覆うように設けた電気絶縁層22、同一平面に間隔を設けて配置された第一の電極23及び第二の電極24、前記第一の電極23及び第二の電極24の間隔を埋めると共にそれらの上面を覆うように設けた有機半導体層25、並びに、前記有機半導体層25よりも低い電気抵抗を示す低電気抵抗層26を順次有する能動素子が設けられていると共に、発光素子として、前記透明基板27の上に透明電極28、EL層29及び陰極31が順次設けられている。また、前記第一の電極23と前

記透明電極 28 は、電氣的に接続されている。本発明によれば、視認性が良好であると共に低消費電力の低い表示素子を低コストで提供することが可能となる。

#### 【0084】

前記透明電極 28 は、例えば、ITO で構成されている。前記陰極 31 は、一般にキャリアの流れを妨げない様に仕事関数の小さい材料、例えば、Li、LiF、Ba、Mg 等で構成されるが、理研計器（株）社製、AC-2 によって測定した仕事関数値が 3.0 eV 以下のものが好適である。しかし、これらの材料は大気中で不安定であるので、これらの材料の上に大気中で安定な材料、例えば Ag、Al 等の薄膜を積層することも可能である。

#### 【0085】

EL 層 29 は、例えば、Alq3 及びその誘導体、フルオレノン系化合物及びその誘導体、キノロン系化合物及びその誘導体、インデノン系化合物及びその誘導体、ヒドラゾン化合物及びその誘導体、スチルベン化合物及びその誘導体、ピラゾリン化合物及びその誘導体、フェニルアミン化合物及びその誘導体、ピレン系化合物及びその誘導体、N-ビニルカルバゾール、ポリビニルアントラセン等ビニル基を含む化合物等及びその誘導体である有機半導体で構成される。また、EL 層 29 は、周期表の IVA~VIIA 族、VIII 族又は IB~VIB 族に属する元素を含む無機半導体材料で構成され、例えば、ストロンチウム、ガリウム及び硫黄の化合物にセリウムをドープした  $\text{SrGa}_2\text{S}_4:\text{Ce}$  があげられる。

#### 【0086】

##### (実施の形態 9)

本発明の液晶表示素子は、請求項 1~26 のいずれかに記載の能動素子を有している。このように、本発明は、請求項 1~26 のいずれかに記載の能動素子を有しているので、視認性が良好であると共に消費電力が低い液晶表示素子を低コストで提供することができる。このような有機 EL 表示素子は、図 18 に示される。有機 EL 表示素子は、図 18 に示されるように、階調信号線からは各々の画素の階調にしたがって電圧が印加されている。走査線からは一ラインごと順次 ON/OFF の信号電圧が印加され、一画面の走査が終了した後、次画面の走査が開始される。動画対応の場合には、この間隔は 50 Hz 以上 (1/50 sec.)

以下)であることが好ましい。コンデンサは、一画面から次画面の走査に移るまでの時間、階調信号の電圧を充電する機能を有する。

### 【0087】

#### (実施の形態10)

本発明の演算素子は、請求項1～26のいずれかに記載の能動素子をNOT回路、NAND回路又はNOR回路に有している。かかるNOT回路（インバータ回路）、NAND回路及びNOR回路は、それぞれ、図19（a）、（b）及び（c）に示されている。前記NOT回路、NAND回路及びNOR回路においては、有機半導体層の構成材料に正孔輸送材を用いた能動素子である第1のMOSトランジスタ、及び、有機半導体層の構成材料に電子輸送材を用いた能動素子である第2のMOSトランジスタが設けられている。ここで、例えば、前記NOT回路において、入力電位を+5Vとすると、第2のMOSトランジスタはONとなるが、第1のMOSトランジスタはOFFとなり、そして、出力電位は0Vとなる。また、入力電位が0Vであるときは、第2のMOSトランジスタはOFFとなり、また、電源が+5Vとなるので、第1のMOSトランジスタのゲート・ソース間の電位差が5Vとなり、出力電位は+5Vとなる。同様に、前記NAND回路及びNOR回路においても説明することができる。

このように、本発明の演算素子は、請求項1～26のいずれかに記載の能動素子をNOT回路（インバータ回路）、NAND回路又はNOR回路に有しているので、NOT回路では入力の電位と出力の電位との反転がおり、NAND回路では論理積の反転がおり、そして、NAND回路では論理和の反転がおり、それらのために、入力信号に対する演算結果を出力することができる演算素子を低コストで提供することができる。

### 【0088】

#### 【実施例】

##### (実施例1)

次の工程を順次経て図20に示される能動装置（図1の能動素子を有する）を製造した。

（1）基板（図示せず）の表面にAlで構成される50nm厚の第三の電極（

ゲート電極) 1 を形成する工程、

(2) 前記第三の電極 1 の表面に  $\text{SiO}_2$  で構成される 100 nm 厚の電気絶縁層 2 を形成する工程、

(3) 前記電気絶縁層 2 の表面に  $\text{Cr}$  で構成され 10 nm 厚の密着層 (図示せず) を形成する工程、

(4) 前記電気絶縁層 2 の表面に  $\text{Au}$  で構成される 50 nm 厚の第一の電極 3 及び第二の電極 4 を 40 nm の間隔をあけて形成する工程、

(5) 前記第一の電極 3 及び第二の電極 4 並びにそれらの間の前記電気絶縁層 2 の表面にポリ-3-オクチルチオフェンよりなる 80 nm 厚のホール輸送機能を有する有機半導体層 5 を形成する工程、及び、

(6) 前記有機半導体層 5 の表面に  $\text{Au}$  で構成される 50 nm 厚の低電気抵抗層 6 を形成する工程、

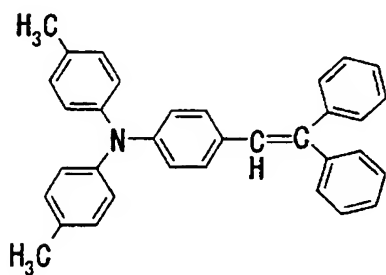
を順次経てチャンネル幅 10 nm の能動装置を得た。

#### 【0089】

(実施例 2)

(5) 工程において、有機半導体層 5 を、次の式

#### 【化 1】



で示される有機半導体 90 重量%に比誘電率: 3.1 のポリカーボネート Z 10 重量%を分散してなる有機半導体材料で形成した以外は、実施例 1 と同様にして能動装置を得た。

#### 【0090】

(実施例 3)

能動素子の構造を図 4 に示すものとした以外は、実施例 1 と同様にして能動装



置を得た。

#### 【0091】

##### (実施例 4)

能動素子の構造を図 21 に示すものとした以外は、実施例 1 と同様にして能動装置 (図 5 の能動素子を有する) を得た。その際、高電気抵抗層 (7) は、ポリビニルブチラールをエタノールに溶解した溶液を 50 nm 厚に塗布して形成した。

#### 【0092】

##### (実施例 5)

次の工程を順次経て図 21 に示される能動装置 (図 5 の能動素子を有する) を製造した。

(1) 基板 (図示せず) の表面に Al で構成される 30 nm 厚の第三の電極 (ゲート電極) 1 を形成する工程、

(2) 前記第三の電極 1 の表面に SiO<sub>2</sub> で構成される電気絶縁層 2 を 100 nm 厚に形成する工程、

(3) 前記電気絶縁層 2 の表面の第二の電極 4 を形成する部分に Cr で構成され 10 nm 厚の密着層 (図示せず) を形成する工程、

(4) 前記電気絶縁層 2 の表面に Al で構成され 30 nm 厚の第一の電極 3 を形成した後その表面を熱酸化して Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> で構成される高電気抵抗層を形成する工程、

(5) 前記密着層を形成した電気絶縁層 2 の表面に前記第一の電極 3 から 35 nm の間隔をあけて 20 nm 厚の Au で構成される第二の電極 4 を形成する工程、

(6) 前記第一の電極 3 及び第二の電極 4 並びにそれらの間の前記電気絶縁層 2 の表面にポリ-3-オクチルチオフェンよりなる 80 nm 厚のホール輸送機能を有する有機半導体層 5 を形成する工程、及び、

(7) 前記有機半導体層 5 の表面に Au で構成される 50 nm 厚の低電気抵抗層 6 を形成する工程、

を順次経てチャネル幅 10 nm の能動装置を得た。

**【0093】**

## (比較例 1)

能動素子の構造を図 22 に示すものとした以外は、実施例 1 と同様にして能動装置を得た。

**【0094】**

以上、実施例 1 ～ 5 及び比較例 1 で得られた能動装置について以下の特性評価を行った。

## (1) 実施例 1 ～ 3

## (静特性評価)

第一の電源 9 の電圧を 0 V、2 V、4 V、8 V とし、第二の電源 10 の電圧を 0 V、-4 V、-8 V とし、各々の電圧印加時における電流値を測定した。

**【0095】**

## (2) 実施例 4

## (静特性評価)

第一の電源 9 の電圧を 8 V とし、第二の電源 10 の電圧を 0 V、-8 V とし、各々の電圧印加時における電流値を測定した。次に、第二の電源 10 の電圧を 1 Hz で切り替え、窒素フロー下にて 10 時間連続駆動した後の電流値を測定した。

**【0096】**

## (3) 実施例 5

## (静特性評価)

第一の電源 9 の電圧を 8 V とし、第二の電源 10 の電圧を 0 V、-8 V とし、各々の電圧印加時における電流値を測定した。次に、第二の電源 10 の電圧を 1 Hz で切り替え、窒素フロー下にて 10 時間連続駆動した後の電流値を測定した。

**【0097】**

## (4) 比較例 1

## (静特性評価)

第一の電源 9 の電圧を 0 V、4 V、8 V、12 V とし、第二の電源 10 の電圧

を 0 V、-8 V、-12 V として、各々の電圧印加時における電流値を測定した。

【0098】

評価結果は、次の表 1～3 に示される。

【0099】

【表 1】

	第二の電源 (V)	第一の電源 (V)	電流値 (A)
実施例 1	0	0	$6.48 \times 10^{-10}$
		2	$1.51 \times 10^{-4}$
		4	$2.69 \times 10^{-4}$
		8	$4.08 \times 10^{-4}$
	-4	0	$7.95 \times 10^{-10}$
		2	$5.22 \times 10^{-4}$
		4	$9.89 \times 10^{-4}$
		8	$1.93 \times 10^{-3}$
	-8	0	$9.17 \times 10^{-10}$
		2	$1.06 \times 10^{-3}$
		4	$1.80 \times 10^{-3}$
		8	$3.83 \times 10^{-3}$
実施例 2	0	0	$2.34 \times 10^{-11}$
		2	$5.75 \times 10^{-6}$
		4	$1.01 \times 10^{-5}$
		8	$1.96 \times 10^{-5}$
	-4	0	$4.06 \times 10^{-11}$
		2	$3.14 \times 10^{-5}$
		4	$5.99 \times 10^{-5}$
		8	$1.46 \times 10^{-4}$
	-8	0	$5.34 \times 10^{-11}$
		2	$7.02 \times 10^{-5}$
		4	$2.00 \times 10^{-4}$
		8	$4.04 \times 10^{-4}$
実施例 3	0	0	$1.25 \times 10^{-9}$
		2	$2.76 \times 10^{-4}$
		4	$5.44 \times 10^{-4}$
		8	$9.14 \times 10^{-4}$
	-4	0	$2.00 \times 10^{-9}$
		2	$7.79 \times 10^{-4}$
		4	$1.40 \times 10^{-3}$
		8	$2.75 \times 10^{-3}$
	-8	0	$3.31 \times 10^{-9}$
		2	$1.48 \times 10^{-3}$
		4	$3.16 \times 10^{-3}$
		8	$5.70 \times 10^{-3}$

【0100】

【表2】

	第二の電源 (V)	第一の電源 (V)	電流値 (A)
比較例 1	0	0	$2.08 \times 10^{-11}$
		4	$4.47 \times 10^{-10}$
		8	$8.01 \times 10^{-10}$
		12	$1.11 \times 10^{-9}$
	- 8	0	$5.59 \times 10^{-11}$
		4	$1.02 \times 10^{-9}$
		8	$1.79 \times 10^{-9}$
		12	$2.31 \times 10^{-9}$
	- 12	0	$8.50 \times 10^{-11}$
		4	$2.12 \times 10^{-9}$
		8	$3.99 \times 10^{-9}$
		12	$5.95 \times 10^{-9}$

【0101】

【表3】

	第二の電源電圧	初期 (A)	10時間後 (A)
実施例 3	0 V	$6.40 \times 10^{-6}$	$9.55 \times 10^{-5}$
	- 8 V	$2.34 \times 10^{-4}$	$6.01 \times 10^{-4}$
実施例 4	0 V	$8.45 \times 10^{-7}$	$1.00 \times 10^{-6}$
	- 8 V	$9.11 \times 10^{-5}$	$1.23 \times 10^{-4}$

【0102】

## 【発明の効果】

(1) 請求項 1, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 23, 28 に記載された発明によれば、有機半導体層よりも低い電気抵抗を示す低電気抵抗層をチャネル幅方向全域に有しているので、能動素子の短チャネル化がなされて、キャリアの移動距離が短くなり、そのために、キャリアがトラップされる確率が小さくなって大きな電流を流すことが可能となり、その結果、高いキャリア移動度を得られる。それ故、本発明によれば、高速スイッチング化及び大電流駆動が可能となる。

【0103】

(2) 請求項 2 に記載された発明によれば、第一の電極から前記低電気抵抗層までの距離、及び、前記第二の電極から前記低電気抵抗層までの距離のいずれもが、前記第一の電極から第二の電極までの距離と比較して短いので、所望の ON 電流を得ることが可能となる。

【0104】

(3) 請求項 3 に記載された発明によれば、第一の電極及び第二の電極のいずれか一方が前記低電気抵抗層と接触しているので、能動素子のチャネル長を短くすることが可能となる。

【0105】

(4) 請求項 4, 9, 12, 16 に記載された発明によれば、第一の電極、第二の電極及び低電気抵抗層と、前記有機半導体層と、の界面の少なくとも一ヶ所に所定値以上の電圧の印加によってキャリアがトンネル可能となる高電気抵抗層を設けたので、ON/OFF 比を高くすることが可能となる。

【0106】

(5) 請求項 5 に記載された発明によれば、第一の電極、第二の電極及び低電気抵抗層と、前記有機半導体層と、の少なくとも一ヶ所が直接接触して、その界面が整流性となっているので、能動素子のチャネル長を短くすることができ、ON/OFF 比の大きい能動素子を作製することができる。

【0107】

(6) 請求項 6 に記載された発明によれば、低電気抵抗層が、櫛状、格子状又は円盤状であるので、OFF 時の電流を小さくすることができる。

【0108】

(7) 請求項 18 に記載された発明によれば、有機半導体層が有機材料で構成されているので、その成膜において、蒸着、塗布といった手段が可能となり、そのために、製造装置コストの低減及び素子コスト低減に有効である。

【0109】

(8) 請求項 19, 20 に記載された発明によれば、有機半導体層が誘電体材料を含有しているので、ゲート電圧を印加した際のチャネル層の厚さを TFT 素子の一般的ソース・ドレイン電極厚以上とすることが可能となり、そのために、

ソース・ドレイン電極と半導体層の上に低電気抵抗層を形成することにより、チャネルが低電気抵抗層と接触し大電流の駆動が可能となる。また、請求項 1 9, 2 0 に記載された発明によれば、有機半導体層が誘電体材料を含有しているので、有機半導体層の抵抗値が上昇し、そのために、OFF 電流値の制御が容易となる。

#### 【0 1 1 0】

(9) 請求項 2 1, 2 2 に記載された発明によれば、低電気抵抗層が導電性高分子で構成されているので、その成膜において、塗布といった手段が可能となり、そのために、製造装置コストの低減及び素子コスト低減に有効である。金属材料を用いる場合は、これを超微粒子化して水、有機溶媒に分散した塗工液を塗布し成膜することで同様の効果が得られる。

#### 【0 1 1 1】

(1 0) 請求項 2 4 に記載された発明によれば、電気絶縁層が高分子で構成されているので、その成膜において、塗布といった手段が可能となり、また、電気絶縁層 2 を電極層の表面の酸化によって形成することができ、そのために、製造装置コストの低減及び素子コストの低減ができる。

#### 【0 1 1 2】

(1 1) 請求項 2 5 に記載された発明によれば、電気絶縁層が金属アルコキシドを加水分解して得られた溶液の塗布、加熱乾燥によって得た金属酸化物膜で構成されているので、真空プロセスのような煩雑なプロセスを用いることなく電気絶縁層を形成することができ、そのために、製造装置コストの低減及び素子コストの低減ができる。

#### 【0 1 1 3】

(1 2) 請求項 2 6 に記載された発明によれば、高電気抵抗層が高分子で構成されているので、その成膜において、塗布といった手段が可能となり、また、高電気抵抗層を電極層の表面の酸化によって形成することができ、そのために、製造装置コストの低減及び素子コストの低減ができる。

#### 【0 1 1 4】

(1 3) 請求項 2 7 に記載された発明によれば、高電気抵抗層が、金属アルコ

キシドを加水分解して得られた溶液の塗布、加熱乾燥によって得た金属酸化物膜で構成されているので、真空プロセスのような煩雑なプロセスを用いることなく電気絶縁層を形成することができ、そのために、製造装置コストの低減及び素子コストの低減ができる。

#### 【0115】

(14) 請求項29, 30に記載された発明によれば、請求項1～28のいずれかに記載の能動素子を有しているので、視認性が良好であると共に低消費電力が低い表示素子を低コストで提供することが可能となる。

#### 【0116】

(15) 請求項31に記載された発明によれば、請求項1～28のいずれかに記載の能動素子を有しているので、視認性が良好であると共に消費電力が低い液晶表示素子を低コストで提供することができる。

#### 【0117】

(16) 請求項30に記載された発明によれば、請求項1～28のいずれかに記載の能動素子をNOT回路に有しているので、NOT回路では入力電位と出力電位との反転がおり、NAND回路では論理積の反転がおり、そして、NAND回路では論理和の反転がおり、それらのために、入力信号に対する演算結果を出力することができる演算素子を低コストで提供することができる。

#### 【図面の簡単な説明】

##### 【図1】

本発明の一実施の形態を示す能動素子の断面図である。

##### 【図2】

本発明の一実施の形態を示す能動素子の斜視図であって、(a)板状の低電気抵抗層を有するものを示し、(b)は櫛状の低電気抵抗層を有するものを示す。

##### 【図3】

チャンネル厚を測定するために用いる能動素子(図24)を有する能動装置の一部断面説明図である。

##### 【図4】

本発明の他の一実施の形態を示す能動素子の断面図である。

**【図 5】**

本発明の他の一実施の形態を示す能動素子の断面図である。

**【図 6】**

図 5 に示される能動素子から低電気抵抗層を除去した状態のものを示す説明図である。

**【図 7】**

本発明の他の一実施の形態を示す能動素子を有する能動装置の一部断面説明図である。

**【図 8】**

本発明の他の一実施の形態を示す能動素子の断面図である。

**【図 9】**

本発明における能動素子の整流性を説明するための説明図である。

**【図 1 0】**

本発明の他の一実施の形態を示す能動素子の断面図である。

**【図 1 1】**

本発明の他の一実施の形態を示す能動素子の断面図である。

**【図 1 2】**

本発明の他の一実施の形態を示す能動素子の断面図である。

**【図 1 3】**

本発明の他の一実施の形態を示す能動素子の断面図である。

**【図 1 4】**

本発明の他の一実施の形態を示す能動素子の断面図である。

**【図 1 5】**

本発明の他の一実施の形態を示す能動素子の断面図である。

**【図 1 6】**

本発明の他の一実施の形態を示す能動素子の断面図である。

**【図 1 7】**

本発明の一実施の形態を示す E L 表示素子の一部断面説明図である。

**【図 1 8】**



本発明の一実施の形態を示す液晶表示素子の断面図である。

【図 1 9】

本発明の一実施の形態を示す演算素子が有する論理回路の説明図であって、（a）はNOT回路を示し、（b）はNAND回路を示し、そして、（c）はNOR回路を示す。

【図 2 0】

実施例 1 で得た能動装置の一部断面説明図である。

【図 2 1】

実施例 4 で得た能動装置の一部断面説明図である。

【図 2 2】

従来の薄膜電界効果トランジスタの断面図である。

【図 2 3】

他の従来の薄膜電界効果トランジスタの断面図である。

【図 2 4】

従来のSITの断面図であって、（a）は電圧を印加しない状態を示し、そして、（b）は電圧を印加して空乏層領域が広がった状態を示す。

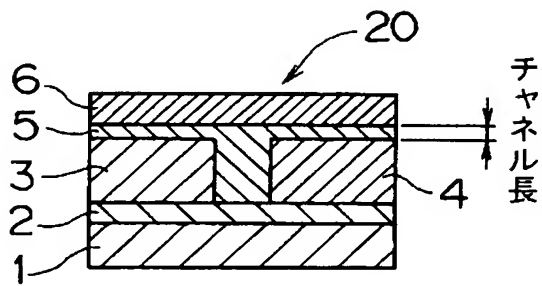
【符号の説明】

- 1 第三の電極（ゲート電極）
- 2 電気絶縁層
- 3 第一の電極（ソース電極）
- 4 第二の電極（ドレイン電極）
- 5 有機半導体層
- 6 低電気抵抗層
- 6 a 板状の低電気抵抗層
- 6 b 櫛状の低電気抵抗層
- 7 高電気抵抗層
- 8 基板
- 9 第一の電源
- 1 0 第二の電源

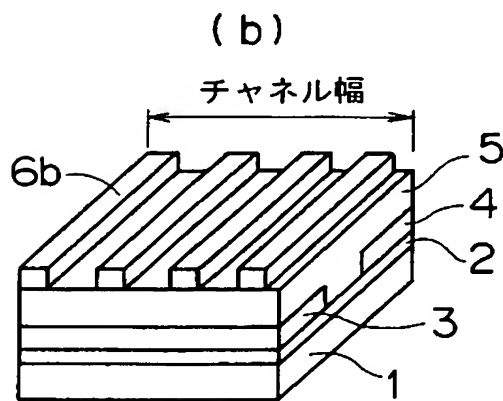
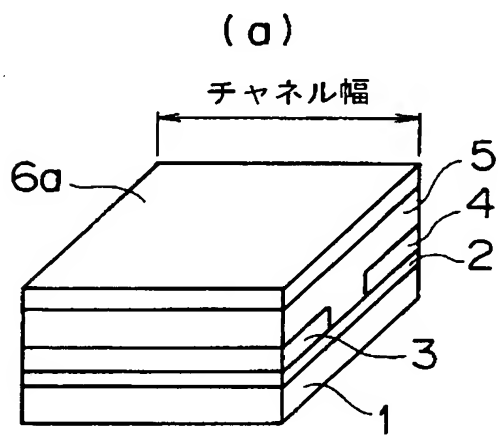
2 0 , 3 0 , 4 0 , 5 0 , 6 0 , 7 0 , 8 0 能動素子

【書類名】 図面

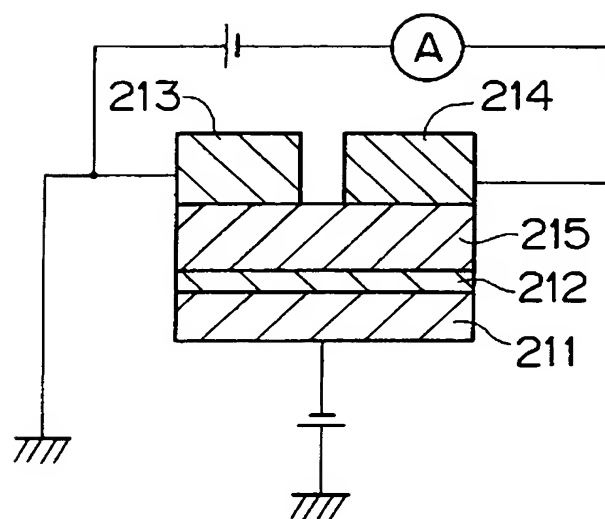
【図 1】



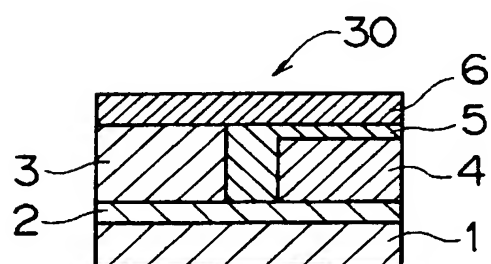
【図 2】



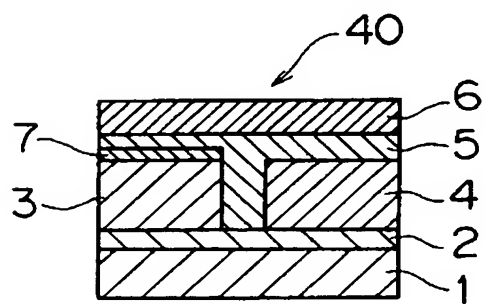
【図 3】



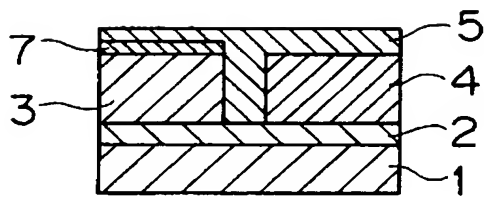
【図 4】



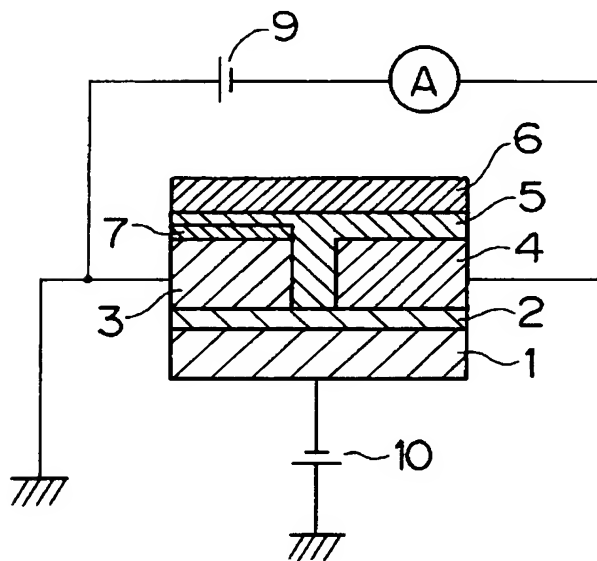
【図 5】



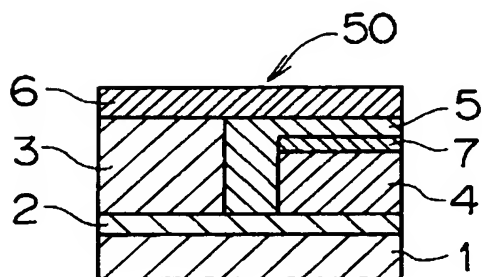
【図 6】



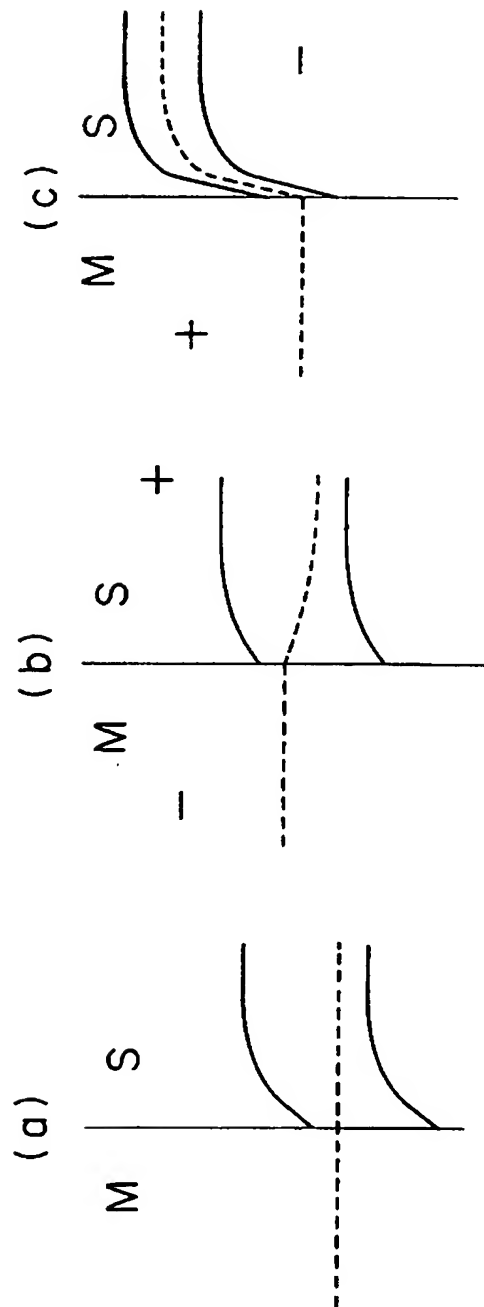
【図 7】



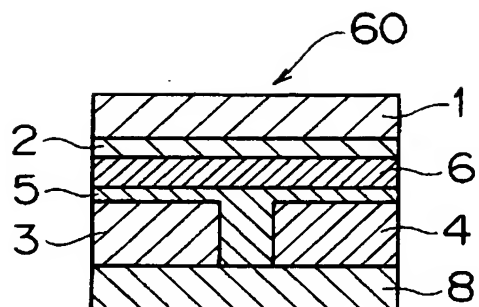
【図 8】



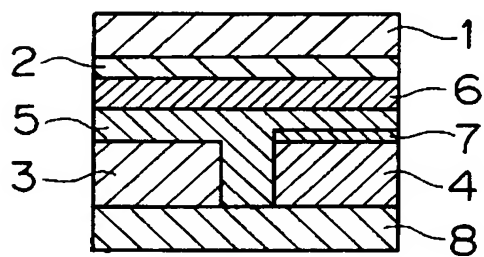
【図 9】



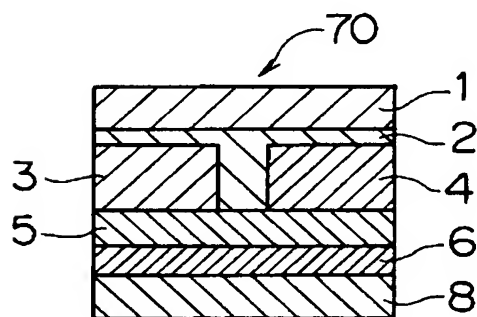
【図 10】



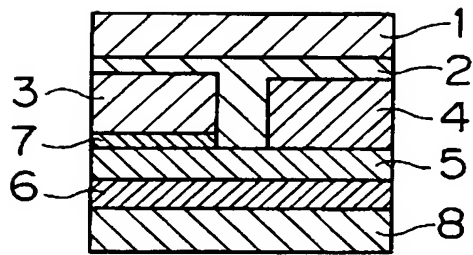
【図 11】



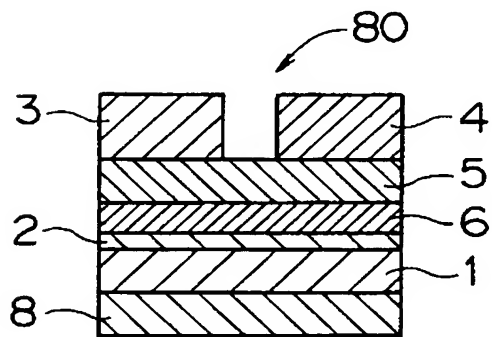
【図 12】



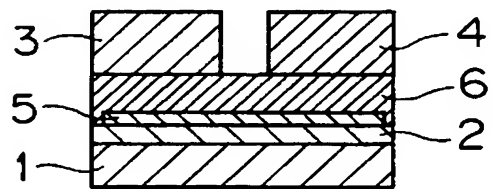
【図 13】



【図 14】

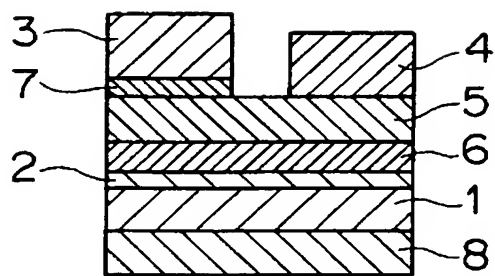


【図 15】

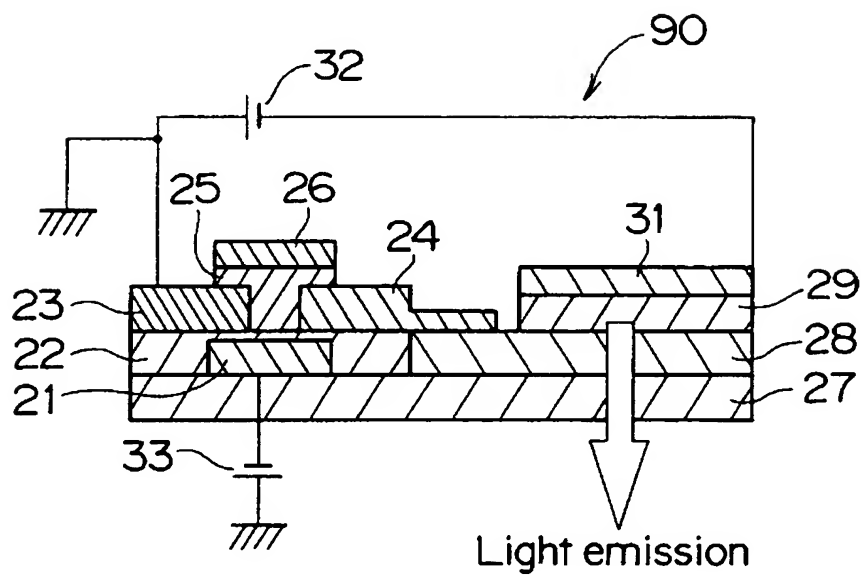




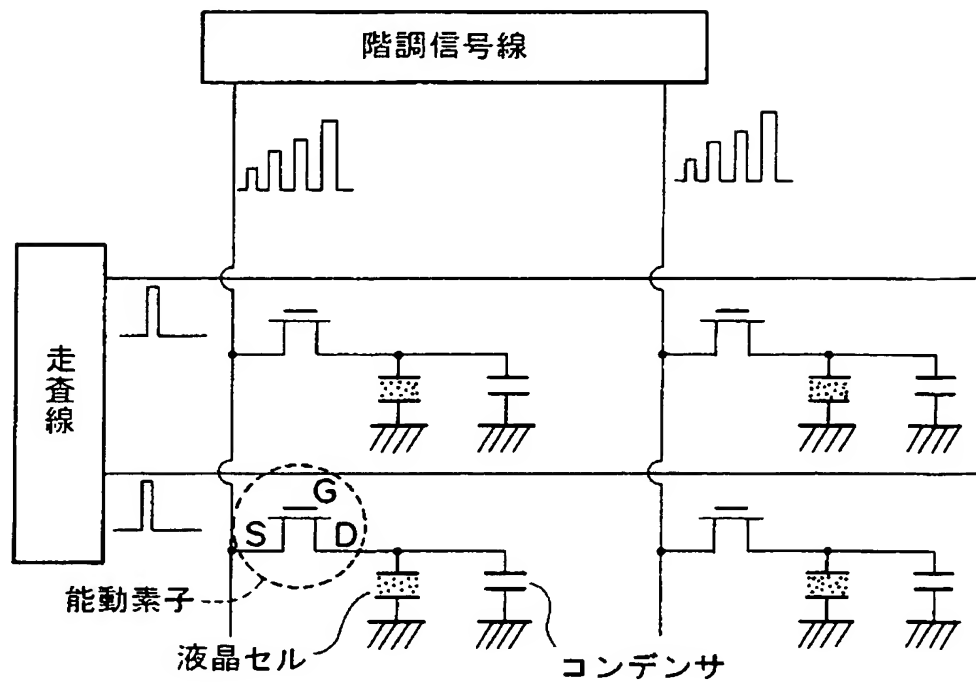
【図 16】



【図 17】

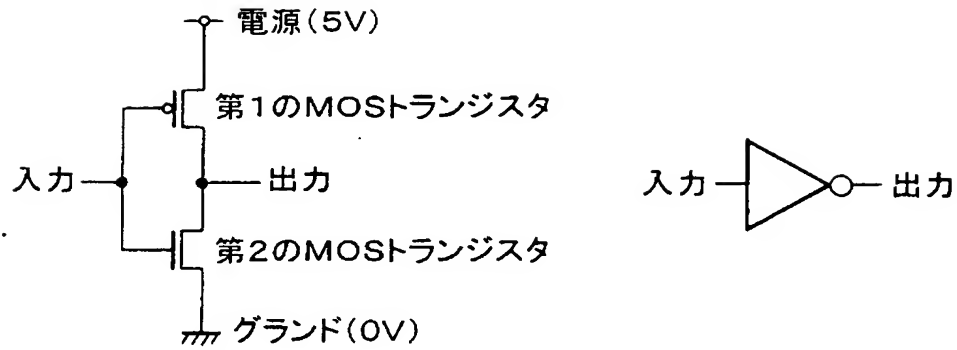


【図 18】

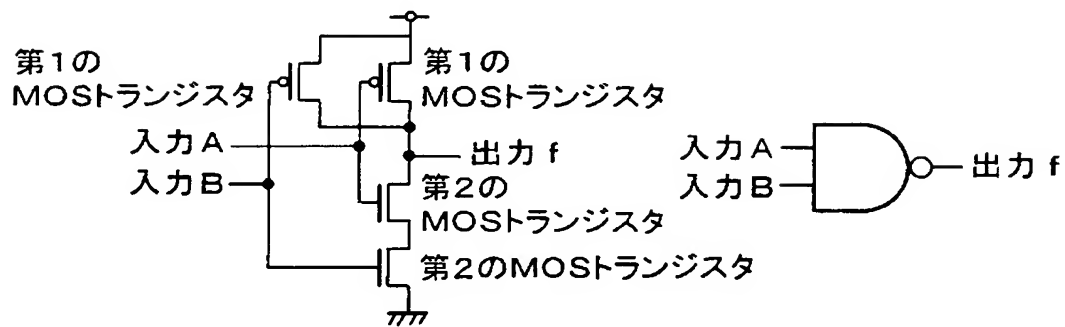


【図 19】

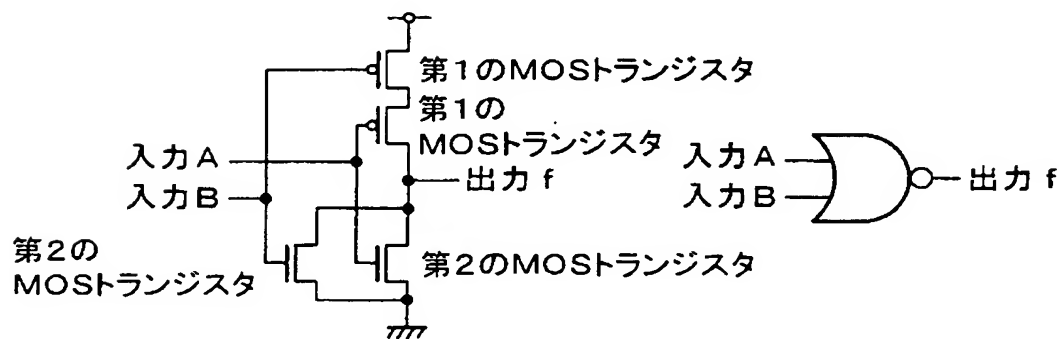
(a)



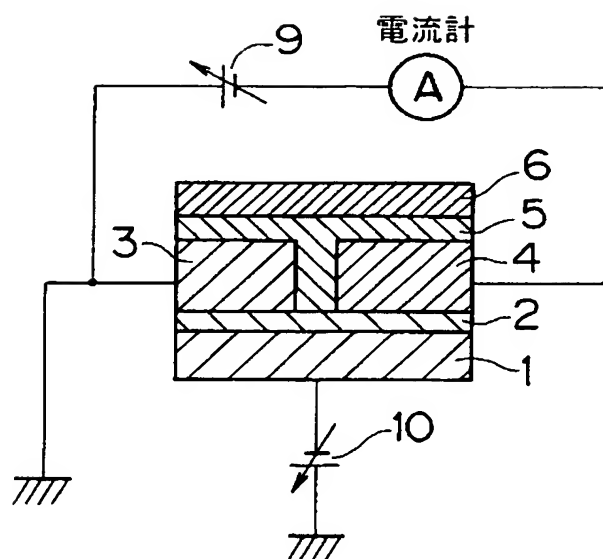
(b)



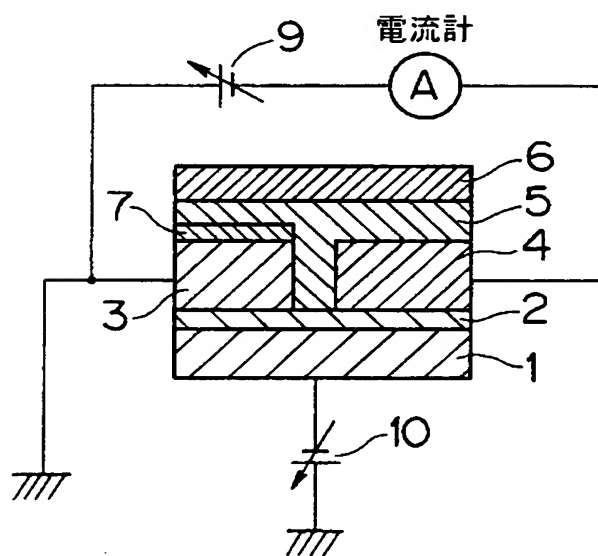
(c)



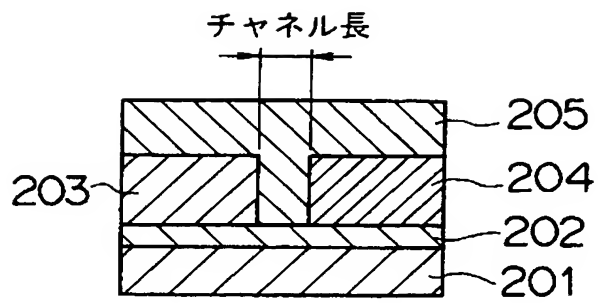
【図 20】



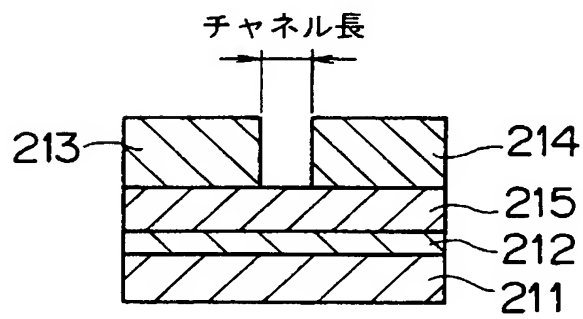
【図 21】



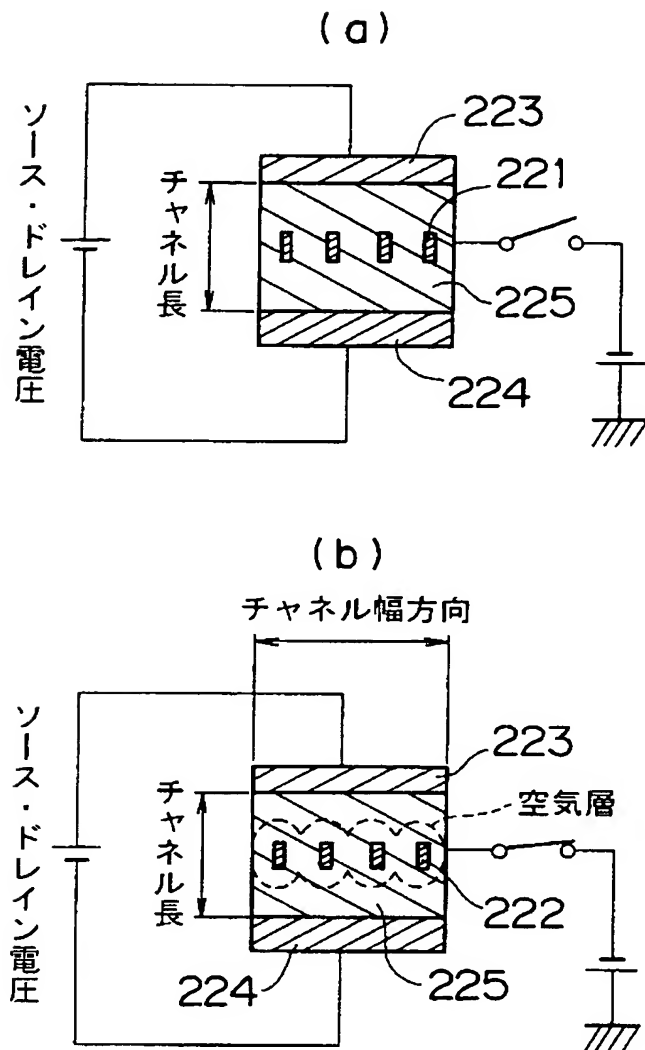
【図 2 2】



【図 2 3】



【図 24】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 キャリアの移動度を向上させると共に OFF 時の電流を小さくした能動素子並びにそれを有する EL 表示素子、液晶表示素子及び演算素子を低コストで提供する。

【解決手段】 第三の電極 1、電気絶縁層 2、同一平面に間隔を設けて配置された第一の電極 3 及び第二の電極 4、前記第一の電極 3 及び第二の電極 4 の間隔を埋めると共にそれらの上面を覆うように設けた有機半導体層 5、並びに、前記有機半導体層 5 よりも低い電気抵抗を示す低電気抵抗層 6 を順次有する能動素子とする。低電気抵抗層 6 は、好ましくは、①ポリアセチレン系導電性高分子、ポリパラフェニレン等のポリフェニレン系導電性高分子、②ポリピロール等の複素環系導電性高分子、並びに、③ポリアニリン等のイオン性導電性高分子よりなる群から選ばれる少なくとも 1 種の導電性高分子で構成されている。

【選択図】 図 1

特願 2 0 0 3 - 1 9 0 8 7 7

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[ 0 0 0 0 0 6 7 4 7 ]

1. 変更年月日            1 9 9 0 年    8 月 2 4 日  
   [変更理由]            新規登録  
     住    所            東京都大田区中馬込 1 丁目 3 番 6 号  
     氏    名            株式会社リコー
2. 変更年月日            2 0 0 2 年    5 月 1 7 日  
   [変更理由]            住所変更  
     住    所            東京都大田区中馬込 1 丁目 3 番 6 号  
     氏    名            株式会社リコー